

Attorney Docket No.: 15162/05580

07-14-03

Certification

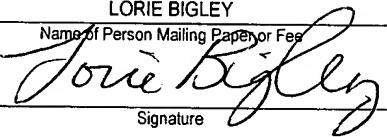
IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re

U.S. Application of: Yoshihiro HARA
For: DRIVING DEVICE, POSITION CONTROLLER
PROVIDED WITH DRIVING DEVICE, AND
CAMERA PROVIDED WITH POSITION
CONTROLLER
U.S. Serial No.: To Be Assigned 10/617,634 ✓
Confirmation No.: To Be Assigned
Filed: Concurrently
Group Art Unit: To Be Assigned
Examiner: To Be Assigned

MAIL STOP PATENT APPLICATION
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

EXPRESS MAIL MAILING LABEL NO.: EV 135134601 US
DATE OF DEPOSIT: JULY 11, 2003
I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the
United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee"
service under 37 C.F.R. § 1.10 on the date indicated above and is
addressed to MAIL STOP PATENT APPLICATION, Commissioner for
Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

LORIE BIGLEY
Name of Person Mailing Paper or Fee

Signature
JULY 11, 2003
Date of Signature

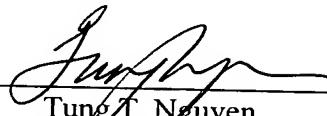
Dear Sir:

SUBMISSION OF CERTIFIED
COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Submitted herewith is a certified copy of Japanese Patent Application No. 2002-208854, filed July 17, 2002.

Priority benefit under 35 U.S.C. § 119/365 for the Japanese patent application is claimed for the above-identified United States patent application.

Respectfully submitted,

By: 
Tung T. Nguyen
Reg. No. 42,935
Attorney for Applicant

TNT:TTN:pm

SIDLEY AUSTIN BROWN & WOOD LLP
717 N. Harwood, Suite 3400
Dallas, Texas 75201
Direct: (214) 981-3478
Main: (214) 981-3300
Facsimile: (214) 981-3400

July 11, 2003

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月17日

出願番号

Application Number:

特願2002-208854

[ST.10/C]:

[JP2002-208854]

出願人

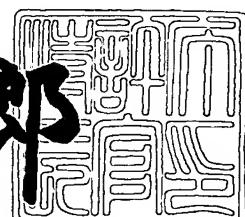
Applicant(s):

ミノルタ株式会社

2003年 4月15日

特許長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3027008

【書類名】 特許願
【整理番号】 29975
【提出日】 平成14年 7月17日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H02N 2/06
G03B 5/00
【発明の名称】 駆動装置、位置制御装置およびカメラ
【請求項の数】 5
【発明者】
【住所又は居所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル
ミノルタ株式会社内
【氏名】 原 吉宏
【特許出願人】
【識別番号】 000006079
【住所又は居所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル
【氏名又は名称】 ミノルタ株式会社
【代理人】
【識別番号】 100067828
【弁理士】
【氏名又は名称】 小谷 悅司
【選任した代理人】
【識別番号】 100075409
【弁理士】
【氏名又は名称】 植木 久一
【選任した代理人】
【識別番号】 100096150
【弁理士】
【氏名又は名称】 伊藤 孝夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012472

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9716118

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 駆動装置、位置制御装置およびカメラ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 移動部材を駆動する超音波アクチュエータの駆動装置において、

前記移動部材の現在位置を検出する検出手段と、

前記移動部材の制御目標位置を演算する演算手段と、

前記超音波アクチュエータを所定の共振状態で駆動するように駆動電圧を生成する駆動手段と、

前記移動部材が前記制御目標位置に追随するように、前記現在位置と前記制御目標位置との差に応じて前記駆動電圧を特定する物理量のうちの1つを操作物理量として調整することにより前記移動部材の運動状態を制御する制御手段とを備えること、

を特徴とする駆動装置。

【請求項2】 前記操作物理量は、前記駆動電圧の電圧値または周波数であること

を特徴とする請求項1に記載の駆動装置。

【請求項3】 前記駆動電圧は、矩形波であって、

前記操作物理量は、前記駆動電圧のデューティー比であること
を特徴とする請求項1に記載の駆動装置。

【請求項4】 超音波アクチュエータで駆動される移動部材の位置を制御する位置制御装置において、

前記移動部材の現在位置を検出する検出手段と、

前記移動部材の制御目標位置を演算する演算手段と、

前記超音波アクチュエータを所定の共振状態で駆動するように駆動電圧を生成する駆動手段と、

前記移動部材が前記制御目標位置に追随するように、前記現在位置と前記制御目標位置との差に応じて前記駆動電圧を特定する物理量のうちの1つを操作物理量として調整することにより前記移動部材の運動状態を制御する制御手段とを備

えること、

を特徴とする位置制御装置。

【請求項5】 撮像光学系に配置された手ぶれ補正用レンズを備えるカメラにおいて、

前記手ぶれ補正レンズを駆動する超音波アクチュエータと、

前記手ぶれ補正レンズの現在位置を検出する検出手段と、

前記手ぶれ補正レンズの制御目標位置を演算する演算手段と、

前記超音波アクチュエータを所定の共振状態で駆動するように駆動電圧を生成する駆動手段と、

前記手ぶれ補正レンズが前記制御目標位置に追随するように、前記現在位置と前記制御目標位置との差に応じて前記駆動電圧を特定する物理量のうちの1つを操作物理量として調整することにより前記手ぶれ補正レンズの運動状態を制御する制御手段とを備えること

を特徴とするカメラ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、超音波アクチュエータの駆動装置に関し、特に、所定の共振状態で駆動する超音波アクチュエータにおいて位置サーボ制御を行うことができる駆動装置に関する。そして、この駆動装置を用いた位置制御装置およびカメラに関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、スチルカメラ、ディジタルカメラ、カメラ一体型VTRなどのカメラは、携帯性や機動性などを確保するために、小型化および省電力化が要求されている。そのため、フォーカスレンズ、ズームレンズ、手ぶれ補正用レンズなどを駆動する駆動装置も小型化および省電力化が要求される。この要求を満たすために、駆動装置に電気機械変換素子を用いた超音波アクチュエータが研究・開発されている。

【0003】

この超音波アクチュエータの一つに、レンズなどの駆動対象物が取り付けられた移動部材を棒状の駆動部材に所定の摩擦力を有するように係合させると共に、その移動部材の一方端に圧電素子を固着して構成される圧電アクチュエータがある。この構成の圧電アクチュエータをフォーカスレンズ、ズームレンズ、手ぶれ補正用レンズなどの駆動に用いる場合には、ピント合わせ、倍率合わせ、手ぶれ補正などを正確に行うために、移動部材の位置および速度や加速度などの運動状態を制御する必要がある。特に、手ぶれ補正用レンズを駆動する場合には、所定の時間内に、例えば、レリーズ釦が全押しされてからシャッターが切れるまでの期間手ぶれを補正し続ける必要があることから、連続的に変化する目標位置になるべく少ない偏差で追随することができるよう駆動部材を位置サーボ制御することが特に重要である。

【0004】

ここで、超音波アクチュエータの一つである超音波モータを制御する駆動装置として、特開2001-078472号公報がある。しかしながら、同公報に開示された駆動装置は、円板型の超音波モータを機械共振周波数で常に駆動することができるよう、位相差を検出しながら周波数を制御する装置であり、振動体（移動部材に相当）の位置を制御することを目的としたものではない。

【0005】

また、プローブの駆動に圧電アクチュエータを用い、プローブの位置を制御する走査型プローブ顕微鏡の位置制御システムが特開平8-201402号公報に開示されている。しかしながら、同公報に開示された圧電アクチュエータは、同公報で引用された特開平6-229753号公報に拠れば、チューブ状に形成された圧電体の内周面に单一の共通電極を設けると共に外周面にはその周方向に4つの駆動電極を設けて、4つの駆動電極への電圧印加を適宜制御することにより、屈曲や伸縮などにより圧電体の自由端部を3次元的に変位させるものである。そして、この圧電体の自由端部にステージを固着し、このステージに試料を支持することにより、圧電体の端部の変位によってプローブにより試料を走査せるものである。したがって、同公報に開示の圧電アクチュエータの位置制御システ

ムは、プローブを所望の位置に制御する位置制御システムであって、プローブを位置サーボ制御するシステムではなく、また、共振状態を使用して位置を制御するシステムでもない。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、所定の共振状態で超音波アクチュエータを駆動した状態で位置サーボを行う上で、速度や加速度などを適切に制御する駆動回路は、上述のように知られていなかった。そのため、連続的に変化する制御目標位置に駆動対象物の位置を制御する必要がある場合に、位置サーボ制御を可能とする駆動装置が要望されていた。

【0007】

そこで、本発明では、位置サーボ制御を行うことができる超音波アクチュエータの駆動装置を提供することを目的とする。そして、この駆動装置を用いた位置制御装置およびカメラを提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するために、本発明では、移動部材を駆動する超音波アクチュエータの駆動装置は、前記移動部材の現在位置を検出する検出手段と、前記移動部材の制御目標位置を演算する演算手段と、前記超音波アクチュエータを所定の共振状態で駆動するように駆動電圧を生成する駆動手段と、前記移動部材が前記制御目標位置に追随するように、前記現在位置と前記制御目標位置との差に応じて前記駆動電圧を特定する物理量のうちの1つを操作物理量として調整することにより前記移動部材の運動状態を制御する制御手段とを備えて構成される。

【0009】

そして、上記の課題を解決するために、さらに本発明では、超音波アクチュエータで駆動される移動部材の位置を制御する位置制御装置は、前記移動部材の現在位置を検出する検出手段と、前記移動部材の制御目標位置を演算する演算手段と、前記超音波アクチュエータを所定の共振状態で駆動するように駆動電圧を生成する駆動手段と、前記移動部材が前記制御目標位置に追随するように、前記現

在位置と前記制御目標位置との差に応じて前記駆動電圧を特定する物理量のうちの1つを操作物理量として調整することにより前記移動部材の運動状態を制御する制御手段とを備えて構成される。

【0010】

また、上記の課題を解決するために、さらに本発明では、撮像光学系に配置された手ぶれ補正用レンズを備えるカメラは、前記手ぶれ補正レンズを駆動する超音波アクチュエータと、前記手ぶれ補正レンズの現在位置を検出する検出手段と、前記手ぶれ補正レンズの制御目標位置を演算する演算手段と、前記超音波アクチュエータを所定の共振状態で駆動するように駆動電圧を生成する駆動手段と、前記手ぶれ補正レンズが前記制御目標位置に追随するように、前記現在位置と前記制御目標位置との差に応じて前記駆動電圧を特定する物理量のうちの1つを操作物理量として調整することにより前記手ぶれ補正レンズの運動状態を制御する制御手段とを備えて構成される。

【0011】

このように本発明に係る駆動装置、位置制御装置およびカメラは、超音波アクチュエータを所定の共振状態で駆動するので、効率よく駆動することができる。そして、本発明に係る駆動装置、位置制御装置およびカメラは、駆動電圧を特定する物理量のうちの1つを操作物理量として調整するので、共振状態を維持しつつ移動部材の速度や加速度などの運動状態を最適に調整することができるため、連続的に位置サーボ制御を行うことができる。

【0012】

なお、本明細書において、駆動周波数と変位量との関係で、定常状態とは、或る駆動周波数で駆動している状態で、入力電圧の変化量に対する変位量が線形となる駆動状態をいい、共振状態とは、機械共振状態を含めて、定常状態以外の駆動状態をいう。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図において同一の構成については、同一の符号を付し、その説明を省略する。

【0014】

(第1の実施形態)

第1の実施形態における駆動装置の構成について説明する。

【0015】

図1は、第1の実施形態における駆動装置の構成を概略的に示すブロック図である。図2は、駆動装置に用いたインパクト型圧電アクチュエータの構成を示す斜視図である。

【0016】

図1および図2において、駆動装置10は、電気機械変換素子21、支持部材22、駆動部材23、移動部材24、駆動回路25、制御回路26、移動部材センサ27、基端センサ28および先端センサ29を備えて構成される。インパクト型圧電アクチュエータ11は、電気機械変換素子21、支持部材22、駆動部材23および移動部材24を備えて構成される。

【0017】

支持部材22は、電気機械変換素子21と駆動部材23とを保持する部品であり、円柱体の軸方向両端部221、222と略中央に位置する仕切壁223とを残して内部を削り貫くことにより形成された第1収容空間224および第2収容空間225を有している。この第1収容空間224には、電気機械変換素子21がその分極方向である伸縮方向を支持部材22の軸方向と一致させた状態で収容されている。第2収容空間225には、移動部材24の一部と駆動部材23とが収容されている。

【0018】

電気機械変換素子21は、例えば、所定の厚みを有する複数枚の圧電基板を各圧電基板間に電極を介して積層した圧電素子であり、積層方向に伸縮する。このような積層型圧電素子は、バイモルフと比較すると弾性スチフネスが大きいために共振周波数が高く、そのため応答速度が速いという有利な効果がある。さらに、積層型圧電素子は、バイモルフと比較すると発生力も桁違いに大きいという有利な効果がある。圧電基板の厚みは、仕様から必要とされる伸縮量、積層数および印加電圧などにより決定される。

【0019】

電気機械変換素子21は、その伸縮方向である長手方向の一方端面が第1収容空間224の一方端面（端部221側端面）に固着されている。支持部材22の他方端部222および仕切壁223には、中心位置に駆動部材23の断面形状に合わせた形状の孔が穿設されると共に、この両孔を貫通して棒状の駆動部材23が第2収容空間245に軸方向に沿って移動可能に収容されている。電気機械変換素子21の他方端面は、駆動部材23の第1収容空間224内に突出した端部が固着される。

【0020】

第2収容空間225の外部に突出した駆動部材23の端部は、板ばね32により所定のばね圧で電気機械変換素子21側に付勢されている。この板ばね32の付勢は、電気機械変換素子21の伸縮動作に基づく駆動部材23の軸方向変位を安定化させるためである。

【0021】

駆動部材23は、電気機械変換素子21の伸縮を移動部材24の移動に変換すると共に、移動部材24を支えるガイドである。駆動部材23の断面形状は、円形、楕円および矩形などの形状を適用することができるが、移動部材24を安定的に支えスムーズに移動させることができるようにする観点から第1の実施形態では、円形である。

【0022】

移動部材24は、駆動部材23の軸方向の両側に取付部241を有する基部242と、両取付部241の間に着装される挟込み部材243とを備える。基部242は、駆動部材23に嵌め込まれる。挟込み部材243は、両取付部241に取り付けられた板ばね244によって駆動部材23の方向に押圧され、駆動部材23に接触する。この接触によって、移動部材24は、所定の摩擦力で駆動部材23と結合される。また、駆動対象物30は、この移動部材24の取付部241を用いて取り付けられる。駆動対象物30が取付部241に取り付けられている部分と対向する部分に、駆動対象物30を支持する補助支持部材31が取り付けられる。この補助支持部材31によって駆動対象物30は、駆動部材23の軸方向

と略垂直に移動可能となる。

【0023】

駆動対象物30は、第1の実施形態における駆動装置が搭載される機器による。例えば、機器がカメラの場合にはフォーカスレンズ、ズームレンズ、手ぶれ補正用レンズなどが駆動対象物30となり、オーバヘッドプロジェクタの場合には投影レンズが駆動対象物30となり、双眼鏡の場合にはフォーカスレンズが駆動対象物30となり、XY移動ステージの場合には移動ステージが駆動対象物30となる。なお、手ぶれ補正用レンズやXY移動ステージなどのようにXYの2方向に移動させが必要な場合には、方向ごとに駆動装置が配置される。第1の実施形態における駆動装置が搭載される機器は、これらに限定されないが、駆動装置10の特性から、駆動対象物30を所定の時間内で連続的に移動位置に移動させることが必要な場合に好適である。

【0024】

駆動回路25は、電気機械変換素子21に印加される駆動電圧を生成する回路であり、制御回路26の制御によって駆動電圧の振幅、周波数および駆動電圧が矩形波である場合にはデューティー比Dが調整される。

【0025】

図3は、駆動回路25の一構成例を示す回路図である。

【0026】

この駆動回路25は、Hブリッジ回路で構成され、第1の駆動回路257と第2の駆動回路258とから構成される。第1の駆動回路257は、スイッチ素子Tr1からなる第1スイッチ回路251と、スイッチ素子Tr2からなる第2スイッチ回路252と、電源(不図示)からの直流電源電圧V1と、所定波形の電圧を発生する波形発生器255とを備えて構成される。第2の駆動回路258は、スイッチ素子Tr3からなる第3スイッチ回路253と、スイッチ素子Tr4からなる第4スイッチ回路252と、電源(不図示)からの直流電源電圧V2と、所定波形の電圧を発生する波形発生器256とを備えて構成される。各スイッチ素子Tr1～Tr4は、エンハンスマント型のMOS(Metal Oxide Semiconductor)型FET(Field Effect Transistor)である。

【0027】

第1の駆動回路257は、直流電源電圧V1がスイッチ素子Tr1のソース電極に供給され、接地される接続点aとの間に第1スイッチ回路251および第2スイッチ回路252の直列回路が接続される。第2の駆動回路258は、直流電源電圧V2がスイッチ素子Tr3のソース電極に供給され、接地される接続点aとの間に第3スイッチ回路253および第4スイッチ回路254の直列回路が接続される。

【0028】

第1スイッチ回路251のスイッチ素子Tr1と第3スイッチ回路253のスイッチ素子Tr3とは、PチャネルFETである。このため、スイッチ素子Tr1とスイッチ素子Tr3とは、駆動制御信号がローレベル(Lレベル)の場合にオン(閉)になる。また、第2スイッチ回路252のスイッチ素子Tr2と第4スイッチ回路254のスイッチ素子Tr4とは、NチャネルFETである。このため、スイッチ素子Tr2とスイッチ素子Tr4とは、駆動制御信号がハイレベル(Hレベル)の場合にオンになる。

【0029】

そして、第1スイッチ回路251および第2スイッチ回路252の接続点cと、第3スイッチ回路253および第4スイッチ回路254の接続点dとの間に電気機械変換素子21が接続され、Hブリッジ回路が構成される。

【0030】

波形発生器255から出力される第1駆動信号Sd1は、第1スイッチ素子Tr1および第2スイッチ素子Tr2のゲート電極に印加され、波形発生器256から出力される第2駆動信号Sd2は、第3スイッチ素子Tr3および第4スイッチ素子Tr4のゲート電極に印加される。第1駆動信号Sd1および第2駆動信号Sd2は、所定のデューティー比Dの矩形波電圧である。

【0031】

直流電源電圧V1、V2は、電気機械変換素子21に印加される矩形波の駆動電圧における大きさ(振幅)を決める値である。直流電源電圧V1は、第1駆動信号Sd1に対応する第1駆動電圧Vd1となり、直流電源電圧V2は、第2駆

動信号 S d 2 に対応する第2駆動電圧 V d 2 となる。第1駆動電圧 V d 1 および第2駆動電圧 V d 2 は、第1駆動信号 S d 1 および第2駆動信号 S d 2 とは逆位相の電圧で、それぞれ電気機械変換素子 2 1 に印加される。

【0032】

ここで、駆動回路 2 5 を低コスト化、小型化を図る観点から、直流電源電圧 V 1、V 2 を V 1 = V 2 = V p と同一にすることによって電源を統一してもよい。

【0033】

図1に戻って、部材センサ 2 7 は、移動部材 2 4 の移動可能範囲内に配設されており、M R E (Magneto Resistive Effect) 素子や P S D (Position Sensitive Device) 素子などのセンサにより構成されている。移動部材 2 4 の現在位置が部材センサ 2 7 により検出されることで移動部材 2 4 を制御目標位置に移動させる制御が可能となる。基端センサ 2 8 および先端センサ 2 9 は、フォトointerラプタなどのセンサにより構成され、移動部材 2 4 が移動可能範囲内を越えて移動することを防止可能な位置に配設される。

【0034】

制御回路 2 6 は、駆動装置 1 0 の全体の制御を行う回路であり、演算処理を行う中央処理装置 (Central Processing Unit、以下、「C P U」と略記する。) 、処理プログラムとデータとが格納された R O M (Read-Only Memory) およびデータを一時的に記憶する R A M (Random Access Memory) を備えて構成される。特に、R O Mには、駆動電圧の基本駆動周波数および移動部材 2 4 の移動速度と駆動電圧を特定する物理量のうち操作量となる操作物理量との関係を示すルックアップテーブル (以下、「L U テーブル」と略記する。) が記憶される。L U テーブルは、駆動電圧の物理量のうち操作量として制御される物理量ごとに後述する方法によって作成され、例えば、操作量が電圧値である場合には移動部材 2 4 の移動速度と駆動電圧の電圧値との関係を示す電圧 L U テーブル、操作量が周波数である場合には移動部材 2 4 の移動速度と駆動電圧の周波数との関係を示す周波数 L U テーブル、および、駆動電圧が矩形波の場合であって操作量がデューティー比 D である場合には移動部材 2 4 の移動速度と駆動電圧のデューティー比 D との関係を示す D L U テーブルである。R O Mには、これらのうち少なくとも 1

つのLUテーブルが記憶される。複数のLUテーブルを記憶して適宜に切り換えるてもよい。

【0035】

制御回路26は、移動部材24を所望の速度状態で所望の位置に移動させるために駆動回路25の動作を指示する外部信号、部材センサ27、基端センサ28および先端センサ29の検出出力が入力され、これら入力に基づいてLUテーブルを参照して移動速度を決定し、移動部材24が決定された移動速度で指示された移動位置となるように、駆動回路25の波形発生器255、256に制御信号を出力する。

【0036】

(駆動原理)

基本駆動周波数の決定方法およびLUテーブルの作成方法を説明する前に、まず、駆動装置10の駆動原理を説明する。

【0037】

図4は、駆動装置の駆動原理を説明するための図である。図4(A)は、移動部材24を正方向に移動させる場合において、駆動回路25から電気機械変換素子21に出力される駆動電圧の電圧波形を示す図であり、図4(B)は、これに対応する電気機械変換素子21の伸縮による変位を示す図である。また、図4(C)は、移動部材24を逆方向に移動させる場合において、駆動回路25から電気機械変換素子21に出力される駆動電圧の電圧波形を示す図であり、図4(D)は、これに対応する電気機械変換素子21の伸縮による変位を示す図である。

【0038】

ここで、正方向とは、移動部材24が電気機械変換素子21から駆動部材23の先端部(板ばね32によって付勢される端部)に向う方向であり、逆方向とは、逆に、移動部材24が駆動部材23のこの先端部から電気機械変換素子21に向う方向である。また、電気機械変換素子21の伸縮による変位は、レーザドップラー振動計により測定した。

【0039】

図4(A)に示すようなデューティー比D3:7の矩形波状の駆動電圧が電気

機械変換素子21に印加された場合には、電気機械変換素子21の変位は、図4 (B) に示すように緩慢な立ち上がり部T_aと急峻な立下り部T_bとを有する鋸歯形状となることが確認された。一方、図4 (C) に示すようなデューティー比D7:3の矩形波状の駆動電圧が電気機械変換素子21に印加された場合には、図4 (D) に示すような電気機械変換素子21の変位は、急峻な立ち上がり部T_cと緩慢な立下り部T_dとを有する鋸歯形状となることが確認された。

【0040】

すなわち、電気機械変換素子21の変位が図4 (B) に示すような緩慢な立ち上がり部T_aでは、電気機械変換素子21が緩やかに伸長し、移動部材24が駆動部材23と共に正方向に移動する。そして、電気機械変換素子21の変位が図4 (B) に示すような急峻な立ち下がり部T_bでは、電気機械変換素子21が急激に縮小し、駆動部材23が逆方向に移動しても移動部材24は、駆動部材23上をスリップして略同位置に留まることになる。その結果、移動部材24は、正方向に移動したことになる。したがって、図4 (A) に示す矩形波の駆動電圧が電気機械変換素子21に繰り返し印加されることで、移動部材24は、正方向に間欠的に移動することになる。逆方向の移動原理も同様である。

【0041】

ここで、緩慢な立ち上がり部T_aにおいても移動部材24と駆動部材23とが必ずスリップしない状態である必要はなく、緩慢な立ち上がり部T_aにおいて移動部材24が正方向に移動する正移動量から、急峻な立ち下がり部T_bにおいて移動部材24が逆方向に移動する逆移動量を差し引いた値が0より大きければ結果的に正方向に移動する。駆動電圧のデューティー比Dの変化に従って緩慢な立ち上がり部T_aの傾きと急峻な立ち下がり部T_bの傾きとは変化するので、正移動量と逆移動量とは、駆動電圧のデューティー比Dの変化に因ることになる。したがって、移動部材24を正方向に移動させるためには、駆動電圧のデューティー比Dは、(正移動量) - (逆移動量) > 0となるように設定すればよいことになる。また、駆動電圧が矩形波である場合だけでなく、正弦波である場合でも上述した鋸歯形状を実現できることが確認されている。

【0042】

なお、デューティー比Dは、矩形波のハイレベルの時間をT1、ローレベルの時間をT2とすると、T1:T2である。

【0043】

また、例えば、図4（A）に示す駆動電圧が電気機械変換素子21に印加された場合、電気機械変換素子21の変位が鋸歯形状となるのは次のような理由による。矩形波は、基本波である正弦波と複数次の高調波とからなるものであるが、駆動電圧の駆動周波数 f_d が電気機械変換素子21の共振周波数 f_r に対して0.3倍よりも大きく1.5倍よりも小さい場合 ($0.3 \times f_r < f_d < 1.5 \times f_r$)、系における電気機械変換素子21の共振周波数 f_r の影響を受けて矩形波を形成している高調波成分のうち3次以上の高次高調波におけるゲインが大きく減衰し、電気機械変換素子21に印加される駆動電圧が実質的に基本波と2次高調波とからなる波形（鋸歯形状の波形）を有するものとなるからである。基本波成分および2次高調波成分を有する電気機械変換素子21の変位は、フーリエ逆変換することにより求めることができ、鋸歯形状を呈することがわかる。

【0044】

一方、駆動電圧のデューティー比Dの或る値を境にして移動部材24の移動方向が正方向と逆方向間で反転するのは、そのデューティー比Dに対応して基本波に対する2次高調波の位相がずれ、基本波と2次高調波とからなる鋸歯形状における立ち上がり部Ta(Tc)の傾斜と立ち下り部Tb(Td)の傾斜が変化するからである。すなわち、より具体的にはデューティー比Dが $0.05 < D < 0.45$ にある場合には移動部材24は正方向に移動し、 $0.55 < D < 0.95$ にある場合には移動部材24は逆方向に移動する。

【0045】

ここで、支持部材22および駆動部材23が固着された状態での電気機械変換素子21の共振周波数 f_r は、次の数1により求めた。

【0046】

【数1】

$$f_r = \frac{f_{r0}}{2} \sqrt{\frac{m_p}{m_p + 2m_f}}$$

【0047】

この数1における f_{r0} は電気機械変換素子21の両電極間におけるフリー共振周波数（電気機械変換素子21事態の電極間方向における共振周波数）、 m_p は、電気機械変換素子21の質量、 m_f は駆動部材23の質量をそれぞれ表している。なお、支持部材22の質量は、共振系における電気機械変換素子21の共振周波数 f_r に関係するが、支持部材22の質量は、電気機械変換素子21および駆動部材23の各質量を加算したものに比べて十分大きな値であり、共振周波数 f_r に与える影響は小さいので演算パラメータとして考慮する必要がない。また、移動部材24は、電気機械変換素子21の共振時には駆動部材23に対して滑りを生じて実質的に共振系の要素として考慮する必要はないので、数1の演算パラメータとしては含まれない。

【0048】

以上、移動部材24が移動することができる共振周波数 f_r と駆動周波数 f_d との関係 ($0.3 \times f_r < f_d < 1.5 \times f_r$) および移動方向の関係は、実験によって確認された事項であり、駆動装置10の駆動原理と共に、本特許出願の出願人と同一の出願人である特開2001-211669号公報に開示した。

【0049】

このような基礎的な見地の基にさらに以下の解析を行い、基本駆動周波数および各LUテーブルを得た。

【0050】

（基本駆動周波数の決定）

まず、駆動周波数の変化に対する速度の変化の特性を調べた。

【0051】

図5は、駆動周波数-速度特性を示す図である。図5の横軸はkHz単位で示す駆動電圧の駆動周波数であり、横軸はmm/s単位で示す移動部材24の移動

速度である。

【0052】

本解析は、駆動周波数を50 kHzから100 kHzまで変化させた場合において正方向および逆方向について移動部材24の速度を調べた。正方向の場合には駆動電圧は、デューティー比D3:7の矩形波とし、逆方向の場合には駆動電圧は、デューティ比D7:3の矩形波とした。速度は、所定距離間を移動する時間を計測することによって平均速度を求めた。図5において、正方向の場合における速度を波線で示し、逆方向の場合における速度を実線で示す。

【0053】

図5から分かるように、本解析に使用した駆動装置10は、少なくとも駆動周波数50 kHzから約97 kHzの間で移動部材24を駆動することができる。移動部材24の速度は、駆動周波数が50 kHzから100 kHzへ変化するに従って概略的には略台形状に変化し、その間に共振状態および反共振状態がある。すなわち、移動部材24は、駆動周波数50 kHzにおいて約3.5 mm/sの速度であり、駆動周波数約55 kHzで共振状態となって約11.0 mm/sの速度なる。続いて、駆動周波数約57 kHzで反共振状態となって約9.5 mm/sまで速度が遅くなる。続いて、駆動周波数約62.5 kHzで共振状態となって約19.3 mm/sまで速度が速くなる。続いて、駆動周波数約65 kHzから約69 kHzの間に約14.0 mm/sの速度がほぼ一定の状態の後に駆動周波数略70 kHzの小さなピークが見られるものの、駆動周波数約72 kHzで反共振状態となって約11.4 mm/sまで速度が遅くなる。続いて、駆動周波数約75 kHzで約16.0 mm/sまで速度が速くなり、その後、駆動周波数約85 kHzまで小さな変動があるものの約16.0 mm/sの速度で一定状態となる。そして、駆動周波数約89.8 kHzで反共振状態となって約10 kHz mm/sまで遅くなる。続いて、駆動周波数約93.5 kHzで共振状態となって約17.5 mm/sまで速度が速くなり、駆動周波数約98 kHzで速度が0 mm/sとなる。また、駆動周波数に対する速度の変化は、逆方向の方が正方向の場合に比べて速度が速いものの、正方向と逆方向とでほぼ同様である。

【0054】

図5に示すように、移動部材24の速度は、駆動周波数約65kHzから約69kHzの間および駆動周波数約75kHzから約85kHzの間では、それぞれ約14.0mm/sおよび約16.0mm/sでほぼ一定の状態となっている。したがって、駆動周波数約65kHzから約69kHzの間や駆動周波数約75kHzから約85kHzの間のような駆動周波数範囲で駆動装置10を動作させれば、駆動装置10は、駆動周波数の変動に対して安定的な速度で移動部材24を移動させることができる。

【0055】

一方、図5から分かるように、共振状態の駆動周波数と反共振状態の駆動周波数との間では、速度は、駆動周波数に対して略直線的に変化することも分かる。特に、駆動周波数約57kHzから約62.5kHzの間では、正方向と逆方向とがほぼ完全に一致して略直線的に変化している。

【0056】

図5から分かるように、第1の実施形態における駆動装置10は、基本駆動周波数を共振周波数に設定して共振周波数で駆動させるようになると、駆動周波数の僅かな変動に対して大きく速度が変化してしまう。特に、共振周波数である約93.5kHzで駆動装置10を駆動するとすると、駆動周波数が約92.5kHzに変動すると速度は約25mm/sから約20mm/sに大きく変動し、駆動周波数が約94.5kHzに変動すると速度は約25mm/sから約15mm/sに大きく変動してしまう。

【0057】

したがって、本発明に係る第1の実施形態では、完全共振周波数を外した周波数で駆動するように基本駆動周波数を設定する。例えば、基本駆動周波数を60kHzや68kHzや80kHzなどに設定する。特に、図5から分かるように、基本駆動周波数を約65kHzから約69kHzの間および約75kHzから約85kHzの間に設定すると、駆動周波数の変動に対して安定的な速度で（速度の変動が少なく）移動部材24を移動させることができるので、好適である。

【0058】

ここで、基本駆動周波数とは、特定の駆動対象物、特定の温度、特定の駆動電圧値および矩形波の場合には特定の駆動電圧のデューティー比の条件下において、駆動装置10が搭載される機器の仕様から決定される移動部材24の速度を達成するために必要とされる駆動電圧の周波数である。

【0059】

(電圧LUテーブルの作成)

次に、可動部負荷の変化に対する速度の変化の特性を駆動電圧の電圧値を変化させて調べた。この場合も駆動電圧は、正方向の場合にはデューティー比D3:7の矩形波であり、逆方向の場合にはデューティー比7:3の矩形波である。

【0060】

図6は、可動部負荷-速度特性を示す図である。図6Aは、横軸がmN単位で示す負荷、縦軸がmm/s単位で示す速度のグラフであり、図6Bは、測定数値である。可動部負荷は、移動部材24に駆動対象物、例えば、手ぶれ補正用レンズを取り付けるなどした場合における、駆動装置10にかかる全体負荷である。ここで、図6は、逆方向の測定結果であるが、正方向においても同様な結果が得られる。

【0061】

図6から分かるように、移動部材24の速度は、4V、4.5Vおよび5Vの各駆動電圧において、可動部負荷に対して略直線的に変化する。すなわち、駆動電圧4Vにおいて、速度は、可動部負荷が0mNから約200mNに変化するに従って約19.4mm/sから約6.86mm/sに略直線的に変化する。駆動電圧4.5Vにおいて、速度は、可動部負荷が0mNから約250mNに変化するに従って約24.0mm/sから約6.23mm/sに略直線的に変化する。駆動電圧5Vにおいて、速度は、可動部負荷が0mNから250mNに変化するに従って約28.9mm/sから約10.4mm/sに略直線的に変化する。そして、各電圧における可動部負荷-速度特性は、略平行となっている。すなわち、移動部材24に駆動対象物30が設置され所定の負荷状態となった場合において、電圧値を変化させることによって速度を変化させることができる。

【0062】

したがって、電圧LUテーブルの作成は、移動部材24に駆動対象物30を設置して所定の負荷状態とし、移動部材24の移動速度と駆動電圧の電圧値との関係を実測すればよい。例えば、負荷が約101.1mNである場合には、電圧LUテーブルは、（速度、電圧値）と表記すれば、（14.0mm/s、4V）、（18.5mm/s、4.5V）および（23.2mm/s、5V）と作成される。

【0063】

(DLUテーブルの作成)

次に、可動部負荷を一定にした場合において、駆動周波数の変化に対する速度の変化の特性を駆動電圧のデューティー比Dを変化させて調べた。

【0064】

図7は、駆動周波数－速度特性を示す図である。図7の横軸はkHz単位で示す駆動電圧の駆動周波数であり、横軸はmm/s単位で示す移動部材24の移動速度である。また正方向の結果を波線で示し、逆方向の結果を実線で示す。駆動周波数の変化に対する速度の変化の特性は、駆動電圧のデューティー比Dが、3:7(図7①)、2.5:7.5(図7②)および2:8(図7③)の場合について調べた。

【0065】

図7において、デューティー比Dが3:7の場合における移動部材24の速度変化は、図5で説明した通りであるので、その説明を省略する。

【0066】

デューティー比2.5:7.5の場合について説明する。図7から分かるように、デューティー比2.5:7.5における駆動周波数－速度特性は、デューティー比3:7における駆動周波数－速度特性とほぼ同様のプロファイルを示すが、この場合は、共振状態と反共振状態とは、デューティー比3:7に比べて不明瞭となっている。すなわち、本解析に使用した駆動装置10は、少なくとも駆動周波数50kHzから約97kHzの間で移動部材24を駆動することができる。移動部材24の速度は、駆動周波数が50kHzから100kHzへ変化するに従って概略的には略台形状に変化し、その間に共振状態および反共振状態があ

る。移動部材24は、駆動周波数50 kHzにおいて約5.0 mm/sの速度であり、駆動周波数約55 kHzで共振状態となって約8.4 mm/sの速度なる。続いて、駆動周波数約57 kHzで反共振状態となって約7.0 mm/sまで速度が遅くなる。続いて、駆動周波数約62.5 kHzで共振状態となって約15.2 mm/sまで速度が速くなる。続いて、駆動周波数約65 kHzから約69 kHzの間に約11.4 mm/sの速度がほぼ一定の状態が見られるものの、駆動周波数約70 kHzの約9.1 mm/sまで速度が遅くなる。ここから駆動周波数約89.8 kHzまで小さな変動があるものの約11.0 mm/sの速度で一定状態となる。続いて、駆動周波数約93.5 kHzで共振状態となって約11.8 mm/sまで速度が速くなり、駆動周波数約98 kHzで速度が0 mm/sとなる。また、駆動周波数に対する速度の変化は、逆方向の場合の方が正方向の場合に比べて速度が速いものの、正方向と逆方向とでほぼ同様である。

【0067】

一方、デューティー比2:8の場合について説明すると、図7から分かるように、本解析に使用した駆動装置10は、少なくとも駆動周波数50 kHzから約74 kHzの間と駆動周波数約86 kHzから約90 kHzの間とで移動部材24を駆動することができる。この場合は、共振状態と反共振状態とは、デューティー比3:7に比べてさらに不明瞭となっている。すなわち、移動部材24の速度は、駆動周波数が50 kHzから約71 kHzへ変化するに従って多少の変動を伴いながら概略的には略逆U字形状に変化し、ピークは、駆動周波数約61 kHzで約10.7 mm/sの速度である。駆動周波数約71で0 mm/sの速度となり、駆動周波数約72.5 kHzで約5 mm/sの速度のピークとなり、駆動周波数約74 kHzで再び0 mm/sの速度となる。その後、駆動周波数約86 kHzまで0 mm/sの速度状態が続き、駆動周波数約88 kHzで約4.3 mm/sの速度のピークとなり、駆動周波数約90 kHzで再び0 mm/sの速度となる。また、駆動周波数に対する速度の変化は、逆方向の場合の方が正方向の場合に比べて速度が速いものの、正方向と逆方向とでほぼ同様である。

【0068】

図7から分かるように、駆動周波数約60 kHzから約65 kHzの間では、

移動部材24の速度は、デューティー比Dの変化に対して略直線的に変化している。例えば、駆動周波数が62kHzにおいて、速度は、デューティー比が2：8、2.5：7.5、3：7に変化するに従って、約10mm/s、約15mm/s、約19.0mm/sに略直線的に変化している。

【0069】

したがって、DLUテーブルの作成は、移動部材24に駆動対象物30を設置して所定の負荷状態とし、移動部材24の移動速度と駆動電圧のデューティー比との関係を実測する。そして、移動部材24の速度がデューティー比Dの変化に対して略直線的に変化している駆動周波数を調べ、該駆動周波数を基本駆動周波数に決定し、該駆動周波数における移動部材24の移動速度と駆動電圧のデューティー比との関係を採用する。例えば、基本駆動周波数を62kHzとすれば、DLUテーブルは、（速度、デューティー比D）と表記して、（10mm/s、2：8）、（15mm/s、2.5：7.5）および（19.0mm/s、3：7）と作成される。

【0070】

(周波数LUテーブルの作成)

図5および図7に戻って、これらの図を見ると分かるように、移動部材24の移動速度は、駆動周波数の関数となっている。よって、基本駆動周波数から周波数をシフト（変更）することで、速度を制御することができる。そして、フィードバックサーボを行うことを考慮すれば、周波数の変動に対して速度の変動が少ないことが望ましい。したがって、例えば、駆動電圧のデューティー比を正方向3：7で逆方向7：3とし基本駆動周波数を58kHzとすれば、周波数LUテーブルは、（速度、周波数）と表記して、（3.5mm/s、50kHz）および（17mm/s、60kHz）と作成される。なお、基本駆動周波数との差分として周波数LUテーブルを作成して、（3.5mm/s、-8kHz）および（17mm/s、+2kHz）と作成してもよい。

【0071】

(第1の実施形態の動作)

次に、第1の実施形態における駆動装置10の動作について説明する。

【0072】

移動部材24の移動速度を駆動電圧の電圧値によって制御する場合には、基本駆動周波数および電圧LUテーブルを制御回路26のROMに記憶させる。

【0073】

制御回路26は、外部信号から目標速度と目標位置とが指示されると、部材センサ27より入力される信号から現在位置を判断する。次に、制御回路26は、現在位置と目標位置とを比較することによって、移動部材24を正方向に移動させるか逆方向に移動させるかを判断する。判断の結果、制御回路26は、移動部材24を正方向に移動させる場合には駆動電圧のデューティー比Dを3:7に設定し、移動部材24を逆方向に移動させる場合には駆動電圧のデューティー比Dを7:3に設定する。次に、制御回路26は、電圧LUテーブルを参照して目標速度に対応する電圧値を判断する。次に、制御回路26は、基本駆動周波数、設定したデューティー比Dおよび判断した電圧値となるように駆動回路25を制御すべく制御信号を駆動回路25に出力する。その結果、駆動回路25は、制御信号に基づいて電気機械変換素子21に制御された駆動電圧を印加し、移動部材24が目標速度で目標位置に向かって移動する。そして、制御回路26は、再び部材センサ27から信号を受信して移動部材24の現在位置を取得する。次に、制御回路26は、現在位置が目標位置に一致した場合には駆動回路25を停止させるべく駆動回路25に制御信号を出力し、現在位置が目標位置に一致しない場合には再び上述の制御を行う。このように電圧LUテーブルを参照することによって目標速度で移動部材24を移動させると共に、フィードバック制御を行うことによって移動部材24を目標位置に移動させる。

【0074】

そして、移動部材24の移動速度を駆動電圧のデューティー比Dによって制御する場合には、基本駆動周波数、駆動電圧の電圧値およびDLUテーブルを制御回路26のROMに記憶させる。

【0075】

制御回路26は、外部信号から目標速度と目標位置とが指示されると、DLUテーブルを参照して目標速度に対応するデューティー比Dを判断する。次に、制

御回路26は、部材センサ27より入力される信号から現在位置を判断する。次に、制御回路26は、現在位置と目標位置とを比較することによって、移動部材24を正方向に移動させるか逆方向に移動させるかを判断する。制御回路26は、判断したデューティー比Dと方向に基づいてデューティー比Dを決定する。例えば、デューティー比Dが2：8に判断された場合、制御回路26は、移動部材24を正方向に移動させる場合には駆動電圧のデューティー比Dを2：8に設定し、移動部材24を逆方向に移動させる場合には駆動電圧のデューティー比Dを8：2に設定する。次に、制御回路26は、基本駆動周波数、電圧値、設定したデューティー比Dとなるように駆動回路25を制御すべく制御信号を駆動回路25に出力する。その結果、駆動回路25は、制御信号に基づいて電気機械変換素子21に制御された駆動電圧を印加し、移動部材24が目標速度で目標位置に向かって移動する。そして、制御回路26は、再び部材センサ27から信号を受信して移動部材24の現在位置を取得する。次に、制御回路26は、現在位置が目標位置に一致した場合には駆動回路25を停止させるべく駆動回路25に制御信号を出力し、現在位置が目標位置に一致しない場合には再び上述の制御を行う。このようにDLUテーブルを参照することによって目標速度で移動部材24を移動させると共に、フィードバック制御を行うことによって移動部材24を目標位置に移動させる。

【0076】

さらに、移動部材24の移動速度を駆動電圧の周波数によって制御する場合には、基本駆動周波数、デューティー比D、電圧値および周波数LUテーブルを制御回路26のROMに記憶させる。

【0077】

制御回路26は、外部信号から目標速度と目標位置とが指示されると、部材センサ27より入力される信号から現在位置を判断する。次に、制御回路26は、現在位置と目標位置とを比較することによって、移動部材24を正方向に移動させるか逆方向に移動させるかを判断する。制御回路26は、判断結果に応じてデューティー比Dを設定する。次に、制御回路26は、周波数LUテーブルを参照して目標速度に対応する駆動周波数を判断する。次に、制御回路26は、駆動周

波数、設定したデューティー比Dおよび判断した電圧値となるように駆動回路25を制御すべく制御信号を駆動回路25に出力する。なお、周波数LUテーブルが基本駆動周波数と駆動周波数との差分で作成されている場合には、制御回路26は、基本駆動周波数を差分だけ変更させ、設定したデューティー比Dおよび判断した電圧値となるように駆動回路25を制御すべく制御信号を駆動回路25に出力する。その結果、駆動回路25は、制御信号に基づいて電気機械変換素子21に制御された駆動電圧を印加し、移動部材24が目標速度で目標位置に向かって移動する。そして、制御回路26は、再び部材センサ27から信号を受信して移動部材24の現在位置を取得する。次に、制御回路26は、現在位置が目標位置に一致した場合には駆動回路25を停止させるべく駆動回路25に制御信号を出力し、現在位置が目標位置に一致しない場合には再び上述の制御を行う。このように周波数LUテーブルを参照することによって目標速度で移動部材24を移動させると共に、フィードバック制御を行うことによって移動部材24を目標位置に移動させる。

【0078】

このように第1の実施形態に係る駆動装置10は、駆動電圧の周波数が基本駆動周波数に設定されるので、共振状態が維持され効率よく駆動される。そして、第1の実施形態に係る駆動装置10は、駆動電圧を特定する電圧値、デューティー比Dおよび駆動周波数のうち1つを操作物理量として調整するので、移動部材24を所定の速度に設定することができる。さらに、第1の実施形態に係る駆動装置10は、フィードバック制御によって移動部材24の位置も制御することができる。

【0079】

なお、実験に用いた駆動装置10は、駆動対象物30に応じて解析した結果に基づいて作成したLUテーブルを制御回路26のROMに格納し、処理プログラムを駆動装置10が搭載される機器に合わせることで、そのまま機器に採用可能である。

【0080】

(第2の実施形態)

次に、第2の実施形態について説明する。第2の実施形態は、手ぶれ補正用レンズを駆動する駆動装置として本発明に係る駆動装置を用いた実施形態であり、操作物理量として駆動電圧の電圧値を用いた実施形態である。

【0081】

図8は、第2の実施形態における手ぶれ補正機能付きカメラの構成を概略的に示すブロック図である。

【0082】

図8において、第2の実施形態における手ぶれ補正機能付きカメラは、カメラ本体13および撮影レンズ14を備えて構成される。カメラ本体13は、X振れ検出ジャイロ41、Y振れ検出ジャイロ42、振れ検出回路43、振れ量検出回路44、係数変換回路45、レリーズ鉗46、シーケンスコントロール回路47および制御回路48を備える。撮影レンズ14は、Y方向位置センサ51、Y方向駆動アクチュエータ52、X方向駆動アクチュエータ53、X方向位置センサ54、駆動回路55、温度センサ56、手ぶれ補正レンズ57および撮影光学系58を備えて構成される。

【0083】

まず、カメラ本体13について説明する。X振れ検出ジャイロ41は、カメラのX方向の振れを検出するジャイロセンサであり、Y振れ検出ジャイロ42は、カメラのY方向の振れを検出するジャイロセンサである。ジャイロセンサは、測定対象物（本実施形態ではカメラ）が振れによって回転した場合における振れの角速度を検出する。X方向とY方向は互いに直交する方向である。

【0084】

X振れ検出ジャイロ41が検出したX振れ角速度信号およびY振れ検出ジャイロ41が検出したY振れ角速度信号は、振れ検出回路43に入力される。振れ検出回路43は、各角速度信号からノイズおよびドリフトを低減するためのフィルタ回路（ローパスフィルタおよびハイパスフィルタ）および各角速度信号を角度信号にそれぞれ変換するための積分回路などを備えて構成される。

【0085】

振れ検出回路43から出力される各角度信号は、振れ量検出回路44に入力さ

れる。振れ量検出回路44は、各角度信号を所定の時間間隔で取り込み、カメラのX方向の振れ量をdetx、Y方向の振れ量をdetyとして係数変換回路45に出力する。

【0086】

係数変換回路45は、手ぶれ補正用レンズ57の固体ばらつきや周囲温度に応じて補正しつつ、各方向の振れ量(detx, dety)を各方向の目標位置(px, py)に変換する。手ぶれ補正用レンズ57の固体ばらつきは、例えば、カメラ本体の出荷時の検査において、実測値をカメラ本体に搭載されているメモリ(不図示)に記憶させる。温度特性も実測するなどして該メモリに記憶させる。

【0087】

係数変換回路45から出力された各方向の目標位置(px, py)および駆動周波数を示す各信号は、制御回路48に入力される。制御回路48は、所定の時間間隔で更新される各方向の目標位置(px, py)に手ぶれ補正用レンズ57を移動させることができるように、移動速度を制御すべく後述の電圧LUテーブルを参照して電圧値を演算する。電圧LUテーブルは、上述のメモリに記憶される。そして、制御回路48は、後述するように駆動周波数およびデューティー比Dを演算し、演算した電圧値と共に制御信号として撮影レンズ14の駆動回路55に出力する。

【0088】

これら振れ量検出回路44、係数変換回路45および制御回路48の動作は、シーケンスコントロール回路47によって制御される。すなわち、シーケンスコントロール回路47は、レリーズ鉗46が全押しされると、振れ量検出回路44を制御することによって、各方向の振れ量(detx, dety)を取り込む(S11)。次に、シーケンスコントロール回路47は、係数変換回路45を制御することによって、各方向の振れ量を各方向の目標位置(px, py)に変換させる(S12)。次に、シーケンスコントロール回路47は、制御回路48を制御することにより、各方向の目標位置および駆動周波数に基づいて操作値を演算させる(S13)。このようなS11ないしS13の動作を手ぶれを補正するた

めに、レリーズ鉗46が全押しされ露光が終了するまでの期間中、所定間隔で繰り返し行われる。ここで、カメラの振れ、いわゆる手ぶれは、約10Hzの小振幅である筋肉の振動、3Hz以下の大振幅である体の揺れ、および、5Hz程度の大振幅であるレリーズ鉗46を操作する際に生じる振れが合成された振動であると言われている。このことから、本実施形態では例えば0.0005秒間隔(2kHz)で手ぶれ補正を行う。

【0089】

なお、シーケンスコントロール回路47は、レリーズ鉗46が半押しされると不図示の回路を用いて測光や被写体距離検出などの撮影の準備を行い、レリーズ鉗46が全押しされるとフォーカス調整用のレンズを駆動するなどして撮影を行う動作も行う。

【0090】

次に、撮影レンズ14について説明する。

【0091】

温度センサ56は、例えば、サーミスタなどであり、周囲温度を検出してカメラ本体13の係数変換回路45および制御回路48に検出結果を出力する。検出結果は、温度による特性の変化を補正するために利用される。例えば、手ぶれ補正レンズ57や各方向の位置センサ51、54の温度変化に対する補正、各方向のアクチュエータ52、53の基本駆動周波数、駆動電圧などの補正である。これらは、カメラ本体13内の前述のメモリ(不図示)に各特性ごとに温度に対する補正值を示すLUテーブルを予め記憶させることで行う。

【0092】

撮影光学系58は、被写体からの被写体光を撮像面に結像させる。手ぶれ補正用レンズ57は、手ぶれを補正するためのレンズである。

【0093】

Y方向位置センサ51は、手ぶれ補正レンズ57のY方向の位置を検出し、検出結果を駆動回路55に出力する。Y方向駆動アクチュエータ52は、インパクト型圧電アクチュエータであり、駆動回路55から出力される駆動電圧に従って手ぶれ補正レンズ57をY方向に移動する。X方向位置センサ54は、手ぶれ補

正レンズ57のX方向の位置を検出し、検出結果を駆動回路55に出力する。X方向駆動アクチュエータ53は、インパクト型圧電アクチュエータであり、駆動回路55から出力される駆動電圧に従って手ぶれ補正レンズ57をX方向に移動する。

【0094】

Y方向位置センサ51およびX方向位置センサ54は、例えば、赤外発光ダイオード（IR LED）とスリットとを可動側に搭載させ、固定側にポジションセンサ（P S D, Position Sensitive Devices）を搭載させて構成される。Y方向位置センサ51およびX方向位置センサ54の各出力は、制御回路48に入力される。駆動回路55は、カメラ本体13の制御回路48から出力された制御信号に基づいて後述するようにY方向駆動アクチュエータ52およびX方向駆動アクチュエータ53にそれぞれ駆動電圧を供給する。ここで、第2の実施形態では、駆動回路55は、例えば、第1の実施形態で説明した図3や後述の図13に示す駆動回路が利用される。

【0095】

次に、手ぶれ補正レンズユニット15の構成について説明する。

【0096】

図9は、手ぶれ補正用レンズユニットの構成を概略的に示す図である。

【0097】

図9において、手ぶれ補正レンズユニット15は、Y方向駆動アクチュエータ52、X方向駆動アクチュエータ53、手ぶれ補正レンズ57、土台60、台板61、レンズ枠62、Y方向スライド軸64y、X方向スライド軸64x、Y方向スライドガイド65y、X方向スライドガイド65x、Y方向サブガイド66yおよびX方向サブガイド66xを備えて構成される。

【0098】

土台60は、手ぶれ補正用レンズユニット15の各部を搭載する部材である。土台60は、撮影レンズ14の鏡胴に固定される。X方向駆動アクチュエータ53は、例えば、図2に示す素子固定式構造のインパクト型圧電アクチュエータ11であり、土台60の一方に向て固定されて搭載される。X方向駆動アクチュエー

タ53の移動部材534x（図2における移動部材24に相当する。）が移動する方向をX方向とする。

【0099】

X方向スライドガイド65xは、基部の両端に一対の凸形状のスライダを備えた略コ字形状をした動力伝達部材である。このX方向スライドガイド65xの基部は、移動部材534xに固着され、一対のスライダの端部は、それぞれにおいて、一方の端部が基部に固着し、他方の端部が台板61に固着している。そして、一対のスライダには、X方向スライド軸65xが貫通する孔を有し、X方向スライド軸65xに沿って移動可能となっている。X方向スライド軸65xは、X方向スライドガイドがX方向スライド軸に沿って移動可能となるように土台60と間隔を空けて、その両端部が土台60に固着されている。一方、台板61には、X方向スライドガイド64xが固着されている側と対向する側にX方向サブガイド66xのスライダが固着されている。X方向サブガイド66xは、スライダとスライダ軸とからなる。X方向サブガイド66xのスライダは、スライダ軸を貫通する孔を有し、このスライダ軸は、該スライダがスライダ軸に沿って移動可能となるように土台60と間隔を空けて、その両端部が土台60に固着されている。これによってX方向サブガイド66xは、台板61がX方向にスムーズに移動するようにX方向スライドガイド65xを補助すると共に、光軸方向に台板61が傾かないように支えている。

【0100】

Y方向駆動アクチュエータ52は、例えば、図2に示す素子固定式構造のインパクト型圧電アクチュエータ11であり、X方向と直交するように台板61に固定されて搭載される。

【0101】

Y方向スライドガイド65yは、基部の両端に一対の凸形状のスライダを備えた略コ字形状をした動力伝達部材である。このY方向スライドガイド65yの基部は、移動部材524y（図2における移動部材24に相当する。）に固着され、一対のスライダの端部は、それぞれにおいて、一方の端部が基部に固着し、他方の端部がレンズ枠62に固着している。そして、一対のスライダには、Y方向

スライド軸65yが貫通する孔を有し、Y方向スライド軸65yに沿って移動可能となっている。Y方向スライド軸65yは、Y方向スライドガイドがY方向スライド軸に沿って移動可能となるように台板61と間隔を空けて、その両端部が台板61に固着されている。一方、レンズ棒62には、Y方向スライドガイド64yが固着されている側と対向する側にY方向サブガイド66yのスライダが固着されている。Y方向サブガイド66yは、スライダとスライダ軸とからなる。Y方向サブガイド66yのスライダは、スライダ軸を貫通する孔を有し、このスライダ軸は、該スライダがスライダ軸に沿って移動可能となるように台板61と間隔を空けて、その両端部が台板61に固着されている。これによってY方向サブガイド66yは、レンズ棒62がY方向にスムーズに移動するようにY方向スライドガイド65yを補助すると共に、光軸方向にレンズ棒62が傾かないよう支えている。レンズ棒62は、手ぶれ補正用レンズ57を保持する保持部材である。

【0102】

このような構成によって、手ぶれ補正用レンズ57は、制御回路48による位置サーボ制御の基で、最適な制御（速度）状態で、X方向、Y方向に連続的に追随制御しながら被写体光をそれぞれの方向に屈折する。その結果、手ぶれ補正が可能となる。

【0103】

次に、制御回路48およびその周辺回路についてさらに説明する。

【0104】

図10は、制御回路およびその周辺回路の構成を示すブロック図である。なお、手ぶれ補正是、X方向およびY方向について補正するので、X方向駆動アクチュエータ53を制御する構成およびY方向駆動アクチュエータ52を制御する構成が必要である。これら両構成は同一であるので、図10は、X方向駆動アクチュエータ53を制御する構成を示し、Y方向駆動アクチュエータ52を制御する構成については省略してある。以下の説明もY方向駆動アクチュエータ52を制御する構成については省略する。

【0105】

図10において、制御回路48は、減算回路480、PID481、LUテーブル回路482、DAC483、PWMコントローラ484、PWM回路485、駆動周波数決定回路486、単位変換回路487およびADC488を備えて構成される。駆動回路55は、電圧変更回路551およびHブリッジ回路552を備えて構成され、X方向位置センサ54は、IRED541、PSD542およびPSD信号処理回路543を備えて構成される。

【0106】

X方向駆動アクチュエータ53の移動部材に取り付けられたIRED541の赤外線は、スリットを介してPSD542に入射される。PSD542は、この赤外線を検出し、検出結果をPSD信号処理回路543に出力する。PSD信号処理回路543は、検出結果を移動部材の現在位置 $p \times n$ 、すなわち、手ぶれ補正用レンズ57の現在位置 $p \times n$ を示すアナログ電圧になるように処理して、該アナログ電圧を制御回路48のADC488に出力する。

【0107】

ADC488は、アナログ・ディジタル変換回路であり、手ぶれ補正用レンズ57の現在位置 $p \times n$ を示すアナログ電圧を10ビット(bit)のデジタル信号に変換し、単位変換回路487に出力する。単位変換回路487は、係数変換回路45から入力された目標位置 $p \times$ と同じ単位になるように、デジタル信号に変換された現在位置を示す信号を定倍(K_{ps} 倍)する。 K_{ps} 倍された現在位置を示す信号は、駆動周波数決定回路486と目標位置 $p \times$ を示す信号が入力される減算回路480とに入力される。

【0108】

駆動周波数決定回路486は、特定の条件下における駆動周波数であるアクチュエータの基本駆動周波数を基に、手ぶれ補正用レンズ57の固体ばらつきおよび温度特性を考慮して、駆動周波数を演算する。すなわち、駆動周波数決定回路486は、手ぶれ補正用レンズ57の固体ばらつきおよび周囲温度に応じて基本駆動周波数を補正して駆動周波数を演算する。駆動周波数における手ぶれ補正用レンズ57の固体ばらつきは、例えば、カメラ本体の出荷時の検査において補正值を実測するなどして補正值をカメラ本体に搭載されている前述のメモリ(不図)

示)に記憶させる。駆動周波数の温度特性も実測などすることによって温度補正テーブルとして基本駆動周波数の補正值を温度ごとに該メモリに記憶させる。駆動周波数決定回路486で演算された駆動周波数を示す信号は、PWMコントローラ484に入力される。このように駆動周波数決定回路486によって基本駆動周波数が補正されるので、手ぶれ補正用レンズ57の固体ばらつきや温度変化があった場合でも、適切な基本駆動周波数となる。

【0109】

一方、係数変換回路45から制御回路48に入力された目標位置 p_x を示す信号は、減算回路480で現在位置 p_{xn} を示す信号で減算される。減算された制御偏差信号は、PID481に入力される。PID481は、目標位置 p_x と現在位置 p_{xn} との差に対して最適な操作値となるように、比例、微分、積分のゲインを決定する。このゲインで増幅された制御偏差信号は、PID481からLUテーブル回路482とPWMコントローラ484に入力される。

【0110】

LUテーブル回路482は、メモリ内の電圧LUテーブルを参照して、制御偏差信号に応じて駆動電圧の直流電源電圧 V_p の電圧値を決定する。決定された駆動電圧の電圧値は、DAC483に入力される。ここで、LUテーブル回路482は、比例ゲイン、微分ゲイン(高周波成分のゲイン)などでは設定が困難な、非線形部分のゲインを設定する。例えば、本駆動装置の場合では、0~1.5Vを印加しても摩擦によって動作しない不感帯に対応する観点から、その値の制御値が入力されても1.5Vを出力すると共に、駆動装置の耐久性を確保する観点から駆動装置の不要な高温化を避けるため、印加電圧の最大値を制限する。このLUテーブルは、例えば、図11に示す特性を実現するようにテーブル化される。すなわち、入力電圧が-5.5V以下の場合は出力電圧が-5.5で一定となるように、入力電圧が-5.5V以上0V未満では(出力電圧) = (4/5.5) × (入力電圧) - 1.5の比例関係になるように、入力電圧が0V以上5.5V以下では(出力電圧) = (4/5.5) × (入力電圧) + 1.5の比例関係になるように、そして、入力電圧が5.5V以上では出力電圧が5.5Vで一定となるように、テーブル化される。

【0111】

DAC483は、デジタル・アナログ変換回路であり、この駆動電圧の電圧値を8ビットでアナログ電圧に変換し、駆動回路55に入力する。これによって、駆動回路が図13に示す回路である場合に、直流電源電圧V_PがLUTテーブル回路482で決定された駆動電圧の電圧値に変更される。これによって、シャッターが開いて被写体像を撮像（露光）している間、手ぶれ補正が実施されるよう、移動部材、すなわち、手ぶれ補正用レンズ57は所定の時間間隔で連続的に移動し続ける。

【0112】

また、PWMコントローラ484は、PID481からの制御偏差信号の符号に応じて手ぶれ補正用レンズ57の移動方向を決定し、これに応じてデューティー比Dを正方向の場合は3:7に、逆方向の場合は7:3に設定する。PWMコントローラ484は、駆動周波数決定回路486で演算された駆動周波数で、かつ、設定したデューティー比Dで矩形波電圧を発生させるように制御信号をPWM回路485に出力する。PWM回路485は、この状態の矩形波の駆動電圧を発生させ、駆動回路55のHブリッジ回路552に供給する。Hブリッジ回路552は、例えば、図3または図13に示す回路が利用される。

【0113】

X方向駆動アクチュエータ53の電気機械変換素子は、このHブリッジ回路552によって駆動され、X方向駆動アクチュエータ53は、手ぶれ補正用レンズ57を所定の速度で目標位置に向かって移動させる。そして、制御回路48は、最新の目標位置x_p、現在位置x_{p n}の差に対してPID回路481、LUT482およびDAC484で最適な印加電圧をHブリッジ回路552に印加すると共に、駆動周波数決定回路486、PWMコントローラ484およびPWM回路485からHブリッジ回路552に最適な駆動パルス信号を供給し続けることと、手ぶれ補正レンズ57を連続的に駆動し、シャッターが開いている間は、手ぶれ補正を連続的に行うことが可能となる。

【0114】

次に、第2の実施形態における手ぶれ補正機能付きカメラの動作について説明

する。

【0115】

撮影者によってレリーズ鉗46が全押しされると、手ぶれを補正するために、シーケンスコントロール回路47は、X振れ検出ジャイロ41およびY振れ検出ジャイロ42がそれぞれ検出した各方向の角速度を振れ量検出回路44および係数変換回路45を用いて、手ぶれ補正用レンズ57を移動させるべき各方向の目標位置(p_x, p_y)を示す信号に変換させ、制御回路48に入力させる。

【0116】

X方向駆動アクチュエータ53とY方向駆動アクチュエータ52との動作は、同様なので、以下、X方向駆動アクチュエータ53の動作を説明する。

【0117】

制御回路48は、X方向位置センサ54から手ぶれ補正用レンズ57の現在位置 $p_{x,n}$ を示す信号を取得する。現在位置 $p_{x,n}$ を示す信号は、ADC488でデジタル信号に変換され、そして、単位変換回路487で目標位置 p_x を示す信号と同じ単位に変換される。変換された現在位置 $p_{x,n}$ を示す信号は、駆動周波数決定回路486および目標位置 p_x を示す信号と減算する減算回路480に入力される。

【0118】

減算回路480は、目標位置 p_x から現在位置 $p_{x,n}$ を減算することによって制御偏差信号を演算し、制御偏差信号は、PID481で上記の処理がなされた後に、LUテーブル回路482およびPWMコントローラ484に出力される。LUテーブル回路482は、制御偏差信号に基づいて、電圧LUテーブルを参照することによって駆動電圧の電圧値 V_{p_x} を決定する。決定された電圧値 V_{p_x} は、DAC483でアナログ信号に変換された後に、駆動回路55の電圧変更回路551に入力され、駆動回路55の直流電源電圧の値が電圧値 V_{p_x} に設定される。

【0119】

一方、駆動周波数決定回路486は、現在位置 $p_{x,n}$ を示す信号が入力されたことをトリガーに、温度センサ56で検出された周囲温度に基づいて、不図示の

メモリに記憶された温度補正テーブルを参照することによって検出周囲温度に対応する補正值を判断する。駆動周波数決定回路486は、該メモリに記憶された固体ばらつきによる補正值および周囲温度による補正值によって、該メモリに記憶された基本駆動周波数を修正することで、駆動周波数を決定する。なお、この駆動周波数の決定は、手ぶれ補正のフィードバックの位置サーボ制御ごとに必ずしも行われる必要はなく、起動時のみに、または、数回に1回の割合でもよい。

【0120】

決定された駆動周波数を示す信号は、PWMコントローラ484にPID481の出力と共に入力される。PWMコントローラ484は、PID481の出力の符号から移動部材24、すなわち手ぶれ補正用レンズ57の移動方向を判断し、この判断結果に基づいて、デューティー比Dを決定する。つまり、正方向に移動する場合にはデューティー比Dを3:7に決定し、逆方向に移動する場合にはデューティー比Dを7:3に決定する。そして、PWMコントローラ484は、PWM回路485を制御することによって、修正された駆動周波数および決定したデューティー比DであるPWM信号を駆動回路55のHブリッジ回路552に供給する。Hブリッジ回路552は、直流電源電圧が電圧値Vpxで供給されたPWM信号に従ってX方向駆動アクチュエータ53の電気機械変換素子21を駆動することによって、移動部材24を所定の速度で移動させる。すなわち、手ぶれ補正用レンズ57を所定の速度で移動させる。

【0121】

制御回路48は、このような手ぶれ補正用レンズ57の位置制御をシャッターが開いて被写体像を撮像（露光）している間、所定の時間間隔で連続的に続ける。すなわち、制御回路48は、最新の目標位置pxと最新の現在位置pxnから最適な制御電圧を決定し、その電圧値に応じた速度でX方向駆動アクチュエータ53を繰り返し駆動する。ここで、最新の目標位置pxは、X振れ検出ジャイロ41の出力信号に基づいて算出され、最新の現在位置pxnは、X方向位置センサ54の出力信号から取得する。この位置サーボ制御は、基本的には、位置偏差（xpとxpnとの差）、速度偏差が大きい場合に、X方向駆動アクチュエータ53の電気機械変換素子の印加電圧値が大きくなつて駆動速度が速くなるよう

に最適化される。その結果、目標位置 p_x との偏差が小さい状態で手ぶれ補正レンズ 57 を駆動し続けることができる。

【0122】

このように第2の実施形態では、駆動電圧の周波数が基本駆動周波数に設定されるので、手ぶれ補正用レンズ 57 の速度および位置を制御する場合に駆動周波数を制御する必要がない。そして、第2の実施形態では、駆動電圧の電圧値を調整することによって手ぶれ補正用レンズ 57 の駆動状態を最適化し、高性能な手ぶれ補正を行うことができる。さらに、第2の実施形態では、インパクト型圧電アクチュエータを手ぶれ補正用レンズ 57 の駆動装置に利用するので、撮影レンズ 14 の小型化、省電力化を図ることができる。そのため、カメラの小型化、省電力化を図ることができる。

【0123】

最後に、図12に駆動回路 55 の一実施例を示す。

【0124】

図12は、駆動回路の一実施例を示す回路図である。図13は、NチャネルHブリッジ回路と電気機械変換素子の印加電圧との関係を示す回路制御状態図である。図13 (A) は、制御端子 IN1、IN2、INC に印加する電圧値と電気機械変換素子への印加電圧方向との関係を示し、図13 (B) ~ (D) は、Hブリッジ回路の各スイッチ素子におけるオン・オフ状態と移動部材 24 の移動方向との関係を示す。図14 (A) は、X方向駆動アクチュエータに印加される電圧値 V_{px} (X方向駆動用の V_p) であり、図14 (B) は、X方向駆動アクチュエータ駆動用の PWMパルス X_{pwm} と、実際に電気機械変換素子に印加される印加電圧と関係を示す図である。図14 (B) (a) は、X方向駆動アクチュエータに印加される電圧値 V_{px} を示し、図14 (B) (b) は、X方向駆動アクチュエータ駆動用の PWMパルス X_{pwm} を示し、そして、図14 (B) (c) は、実際に電気機械変換素子に印加される印加電圧を示す。

【0125】

図12において、ドライバ回路 90 は、2チャンネル (ch) 分として2個の Hブリッジ回路 96、99 を内蔵し、その1chは、図13に示すように、Hブ

リッジを構成するスイッチ素子がNチャネルMOS型FETの回路である。Hブリッジ回路96は、ドライバ回路90の制御端子IN1に入力されるX_{pwm}のHレベル/Lレベルによって駆動方向F/Rが制御され、Hブリッジ回路99は、ドライバ回路90の制御端子IN2に入力されるY_{pwm}のHレベル/Lレベルによって駆動方向F/Rが制御される。ここで、FはForwardすなわち正方向を示し、RはReverseすなわち逆方向を示す。

【0126】

そして、ドライバ回路90の制御端子INCをLレベルにすることによって印加電圧をオフ状態とすることが可能である。ドライバ回路90の制御端子PSは、マイクロコンピュータ（以下、「マイコン」と略記する。）101のパワーセーブ制御端子に接続され、手ぶれ補正を使用しないタイミングにおいて回路をオフ状態にする。

【0127】

また、ドライバ回路90には、Hブリッジ回路96、99のNチャネルMOS型FETのオン/オフを制御可能とするようにMOS型FETにおける制御端子の電圧を昇圧してレベルシフトを行う機能ブロック（発振回路91、チャージポンプ回路92、レベルコントロール回路94およびレベルシフト回路98など）や制御端子IN1、IN2、INCの出力信号からMOS型FETのオン/オフを制御するためのSWコントロール機能ブロック（スイッチ回路95およびコントロール回路97など）が内蔵されており、マイコン101からの電圧値が低く、制御信号のための端子数が少ない場合でも、X方向駆動アクチュエータ53やY方向駆動アクチュエータ52における印加電圧が制御可能ないように構成されている。

【0128】

なお、ドライバ回路90は、これら発振回路91、チャージポンプ回路92、レベルコントローラ回路94およびコントロール回路97に基準電圧を供給するために、バンドギャップレファレンス回路93を内蔵している。

【0129】

ドライバ回路90に対して、実際にX方向駆動アクチュエータ53の電気機械

変換素子およびY方向駆動アクチュエータ52の電気機械変換素子に印加される電圧は、それぞれ V_{px} および V_{py} として外部から供給される。その制御方法は、マイコン101のD/A変換部であるDACA70、DACP80からXch用、Ych用として別々に供給される電圧値 CV_{px} 、 CV_{py} をバッファ回路71、81を介して、差動増幅器72～74、82～84でレベルシフトおよび増幅率変換を行い最適な印加電圧となって、印加電圧 V_{px} 、 V_{py} がX方向駆動アクチュエータ53の電気機械変換素子およびY方向駆動アクチュエータ52の電気機械変換素子にそれぞれ供給される。また、電源電圧 V_{pi} は、X方向駆動アクチュエータ53やY方向駆動アクチュエータ52に使用される電気機械変換素子の容量（大きさ）によって一定値として、電池やDC/DCコンバータなどから供給される。なお、カメラのレンズを駆動する場合などでは、電源電圧 V_{pi} は、6Vないし8V程度が好ましい。コンデンサ75、85は、電気機械変換素子に例えば約60kHzの高周波の方形波電圧が印加されても印加電圧が大きく変化しないようにするための電荷蓄積用コンデンサである。本実施形態の場合では、マイコン101から制御する印加電圧の変化サイクル（例えば1kHz）、最大電圧変化量および電気機械変換素子の容量を考慮して1μF程度が好ましい。

【0130】

一方、図14(A)において、印加電圧制御値が V_{px} で固定されている場合、制御端子IN1のHレベル(Vcc)/Lレベル(GND)に応答してHブリッジ回路96の駆動方向F/Rが変化するために、実際の電気機械変換素子への印加電圧は、 $V_{px}/-V_{px}$ として変化する。

【0131】

図14(B)に時間分解能を粗くして V_{px} の変化も同時に示す。約60kHzのHブリッジ回路96の方向反転制御に対して、印加電圧を約1kHzで変化させて（最適印加電圧を更新して）実際の電気機械変換素子への印加電圧を制御している。この制御によって、電気機械変換素子は、常に最適な共振周波数（例えば約60kHz）で共振しながら、その平均速度は、1kHzサイクルで制御可能となる。手ぶれ補正レンズ57の駆動中は、繰り返しこの制御を行う。

【0132】

ここで、第1および第2の実施形態では、本発明に係る駆動装置が素子固定式構造である場合について説明したが、本発明は、駆動装置が自走式構造である場合についても適用することができる。自走構造式の駆動装置は、例えば、特開2001-211669号公報や特開2001-268951号公報などに詳細に開示されている。

【0133】

また、第2の実施形態では、カメラ本体13にY方向駆動アクチュエータ52およびX方向駆動アクチュエータ54を制御する制御回路48を設けたが、制御回路48を撮影レンズ14側に備えるようにしてもよい。これにより、手ぶれ補正用レンズ57を制御する各回路をカメラ本体13より除去することができる。これにより、手ぶれ補正用レンズ57を制御する各回路をカメラ本体13より除去することができる。これにより、手ぶれ補正用レンズ57を制御する各回路をカメラ本体13より除去することができる。これにより、手ぶれ補正用レンズ57を制御する各回路をカメラ本体13より除去することができる。

【0134】

【発明の効果】

以上のように、本発明に係る駆動装置は、駆動電圧の周波数を基本周波数に設定するので、操作物理量が周波数ではない場合に周波数制御を行う必要がない。そして、本発明に係る駆動装置は、駆動電圧を特定する物理量のうちの少なくとも1つを操作物理量として調整するので、移動部材を所定の速度に設定することができる。特に、操作物理量が周波数ではない場合には、駆動電圧を特定する物理量のうちの1つを駆動周波数とは独立に制御することができるため、速度制御を行う場合に容易に駆動電圧を制御することができる。また、本発明に係る駆動装置は、電気機械変換素子を基本周波数で共振状態とするので、電気機械変換素子を効率的に使用することができると共に、最適な基本周波数とは別の操作物理量（電圧、デューティDまたは周波数シフト）を制御することによって速度や加速度などの移動状態を位置サーボ制御することができる。このため、本発明に係る駆動装置は、共振状態を維持した状態で位置のサーボ制御が可能となり、手ぶれ補正などの連続的に変化する位置のサーボ制御を行うことができる。

【0135】

さらに、かかる構成の電気機械変換素子を用いた駆動装置が速度制御可能とな

るので、駆動対象物が速度制御を必要する場合がある機器にも、本発明に係る駆動装置を利用することができるから、該機器の小型化および省電力化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施形態における駆動装置の構成を概略的に示すブロック図である。

【図2】

駆動装置に用いたインパクト型圧電アクチュエータの構成を示す斜視図である

【図3】

駆動回路の一構成例を示す回路図である。

【図4】

駆動装置の駆動原理を説明するための図である。

【図5】

駆動周波数－速度特性を示す図である。

【図6】

可動部負荷－速度特性を示す図である。

【図7】

駆動周波数－速度特性を示す図である。

【図8】

第2の実施形態における手ぶれ補正機能付きカメラの構成を概略的に示すブロック図である。

【図9】

手ぶれ補正用レンズユニットの構成を概略的に示す図である。

【図10】

制御回路およびその周辺回路の構成を示すブロック図である。

【図11】

ルックアップテーブル化される特性の一例を示す図である。

【図12】

駆動回路の一実施例を示す回路図である。

【図13】

NチャネルHブリッジ回路と電気機械変換素子の印加電圧との関係を示す回路制御状態図である。

【図14】

X方向駆動アクチュエータに印加される電圧値 V_{pX} （X方向駆動用の V_p ）と、X方向駆動アクチュエータ駆動用のPWMパルス X_{pwm} と、実際に電気機械変換素子に印加される印加電圧と関係を示す図である。

【符号の説明】

1 0 駆動装置

1 1 インパクト型圧電アクチュエータ

1 3 カメラ本体

1 4 撮影レンズ

2 1 電気機械変換素子

2 2 支持部材

2 3 移動部材

2 4 移動部材

2 5、5 5 駆動回路

2 6、4 8 制御回路

2 7 部材センサ

5 1 Y方向位置センサ

5 2 Y方向駆動アクチュエータ

5 3 X方向位置センサ

5 4 X方向駆動アクチュエータ

5 6 温度センサ

5 7 手ぶれ補正用レンズ

5 8 撮影光学系

2 5 1、2 5 2、2 5 3、2 5 4 スイッチ回路

2 5 5、2 5 6 波形発生器

480 減算回路

481 PID

482 ルックアップテーブル回路

483 ディジタル・アナログ変換回路

484 PWMコントローラ

485 PWM回路

486 駆動周波数決定回路

487 単位変換回路

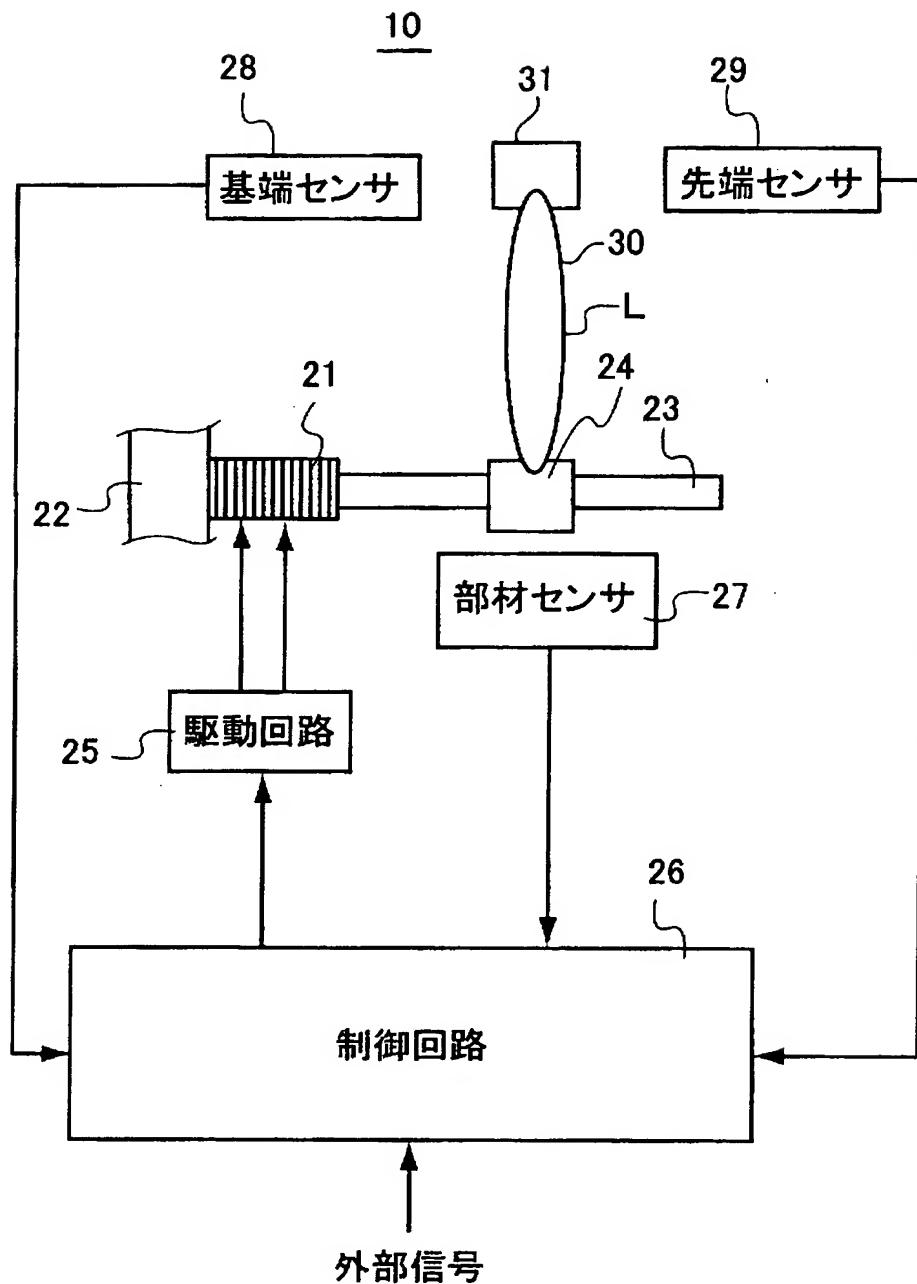
488 アナログ・ディジタル変換回路

551 電圧変更回路

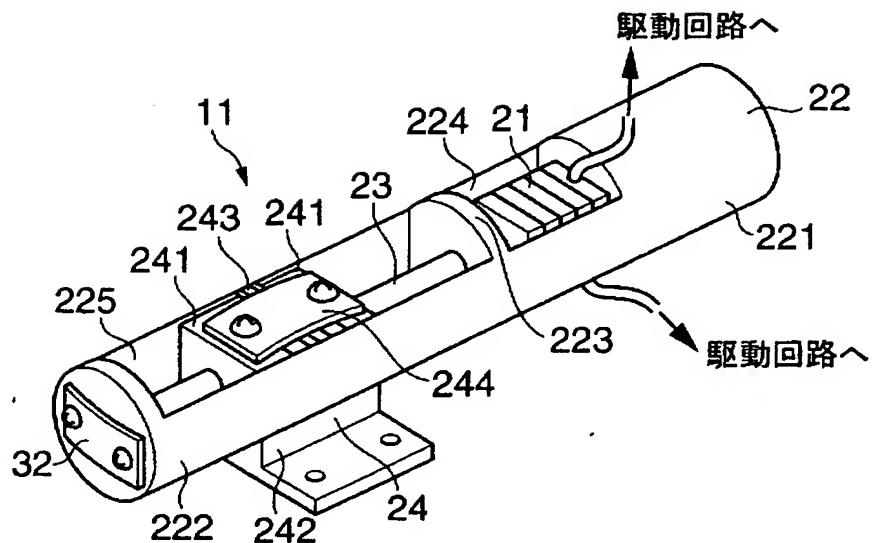
552 Hブリッジ回路

【書類名】 図面

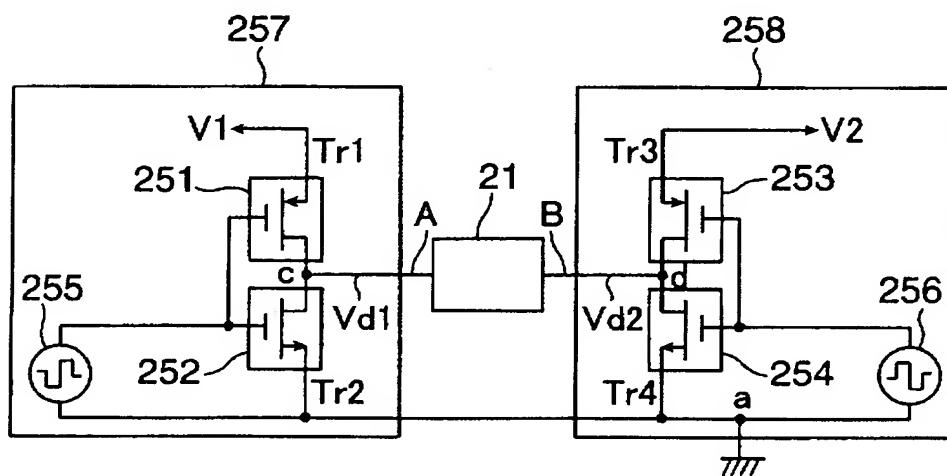
【図1】



【図2】



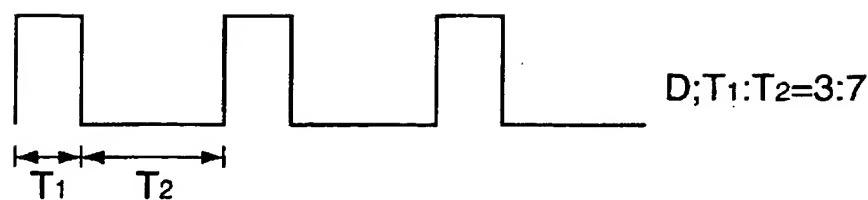
【図3】



【図4】

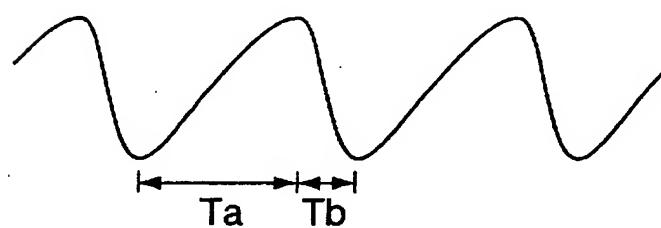
(A)

駆動電圧



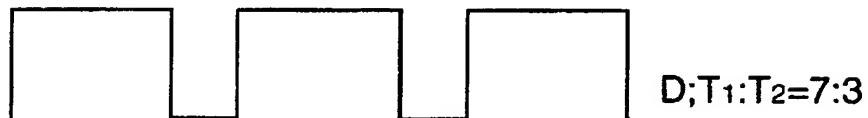
(B)

圧電素子



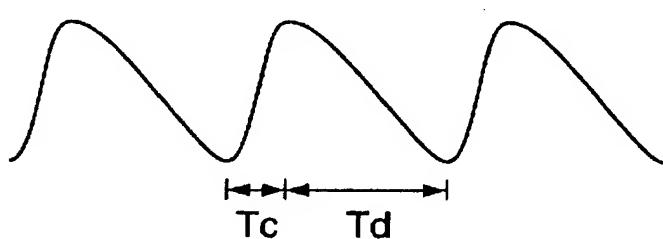
(C)

駆動電圧

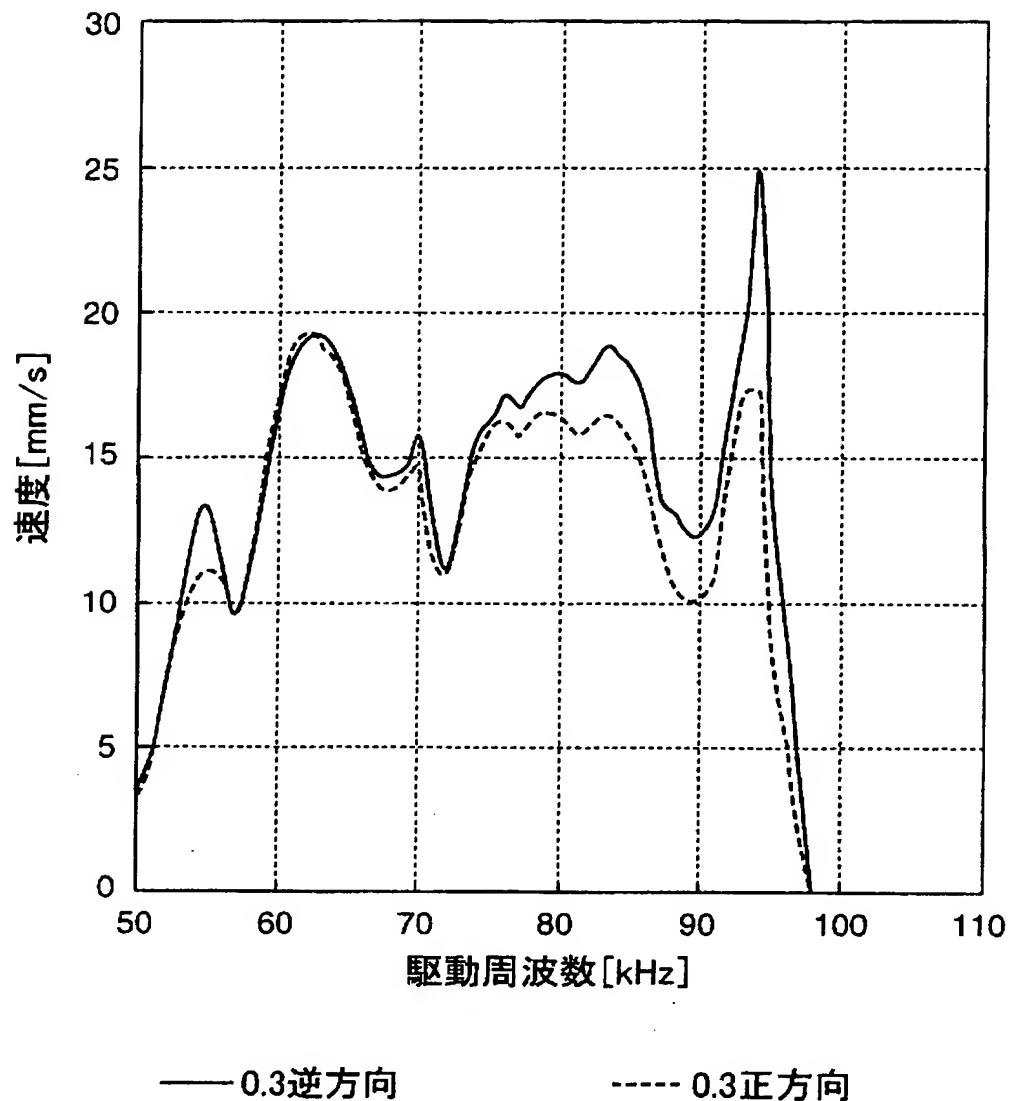


(D)

圧電素子

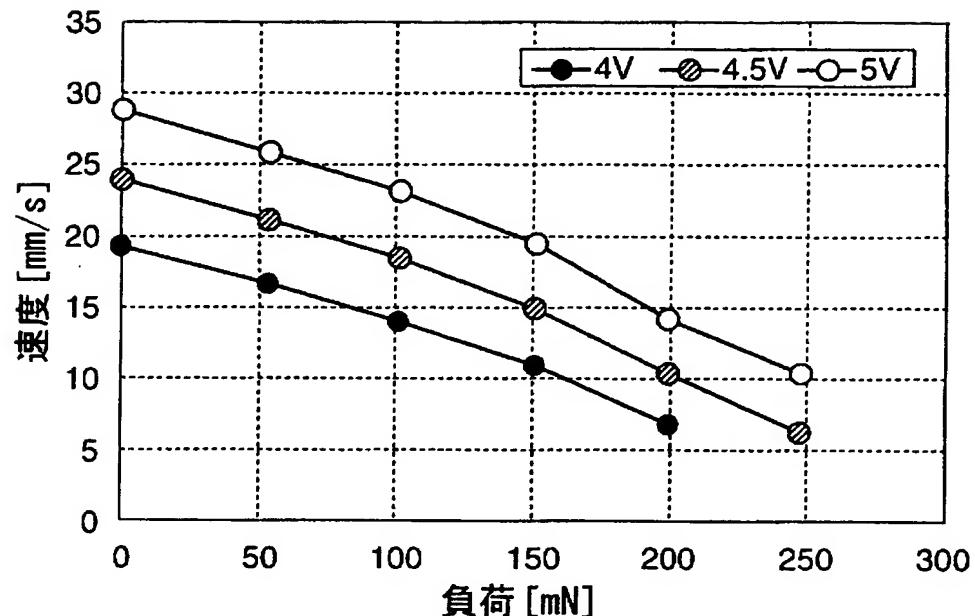


【図5】



【図6】

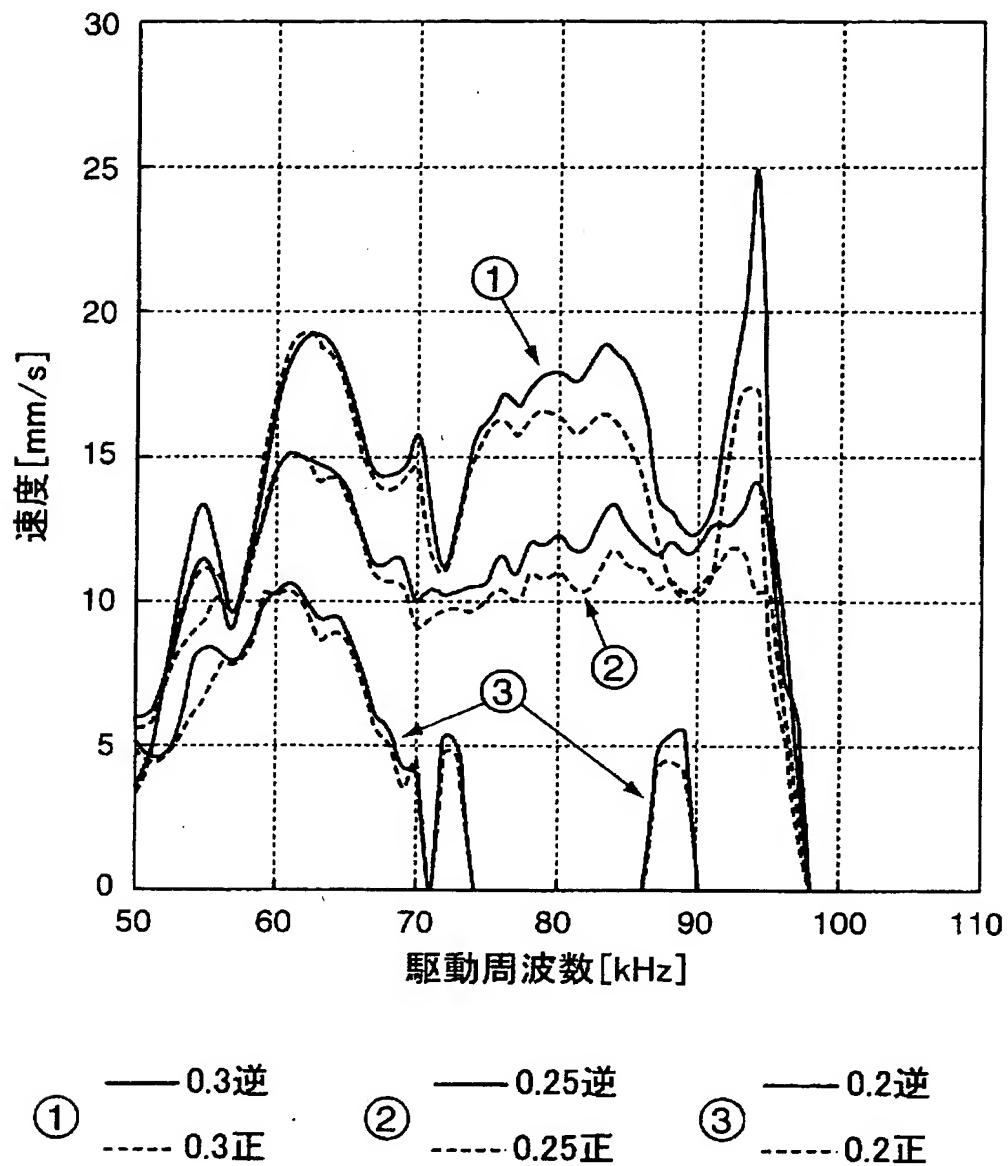
(A)



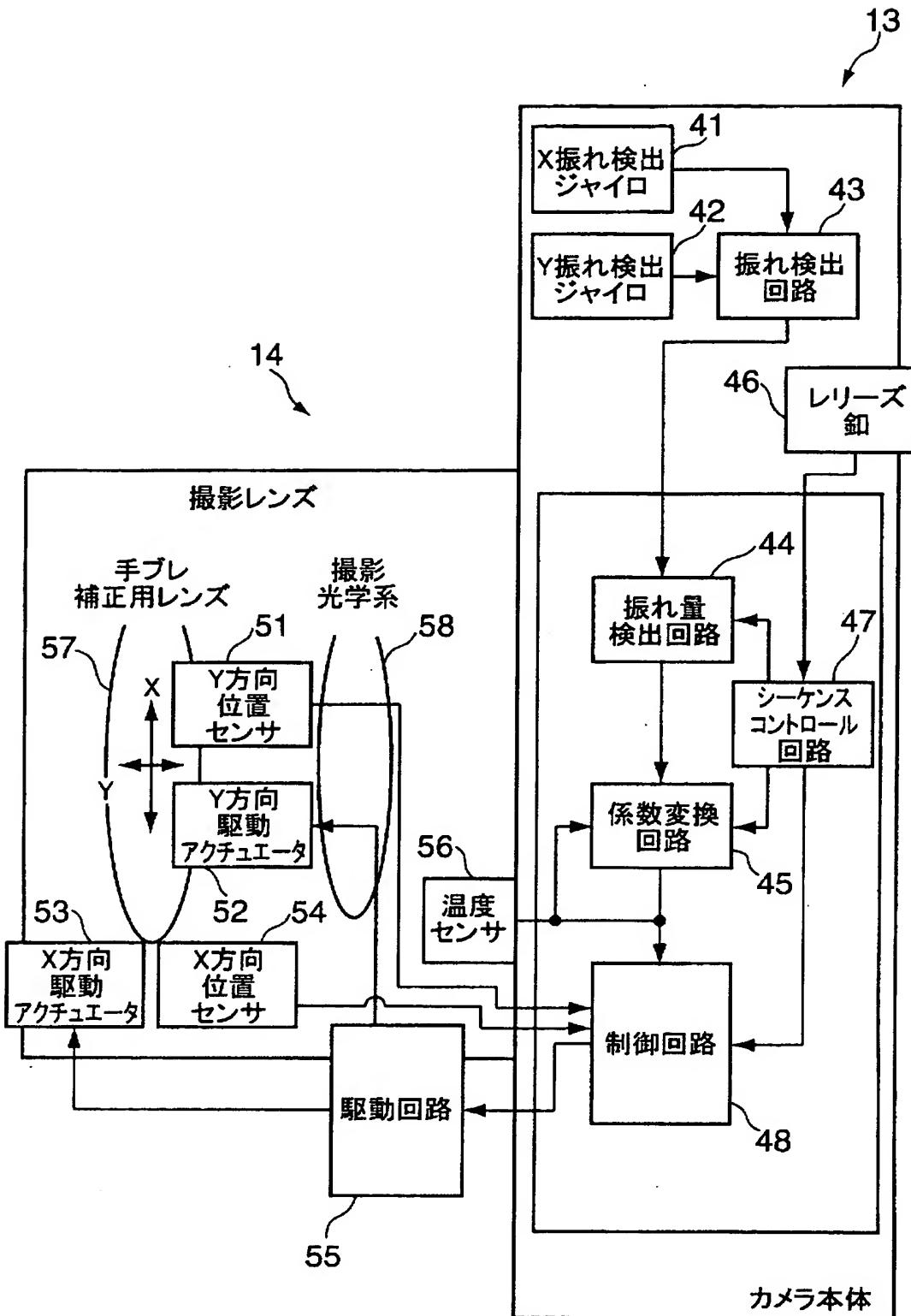
(B)

負荷 [gf]	負荷 [mN]	4V	4.5V	5V
		逆方向	逆方向	逆方向
0	0	19.43	24.05	28.91
5.32	52.136	16.63	21.3	25.95
10.32	101.136	14.02	18.54	23.16
15.32	150.136	10.82	14.81	19.66
20.32	199.136	6.86	10.42	14.27
25.32	248.136		6.23	10.37

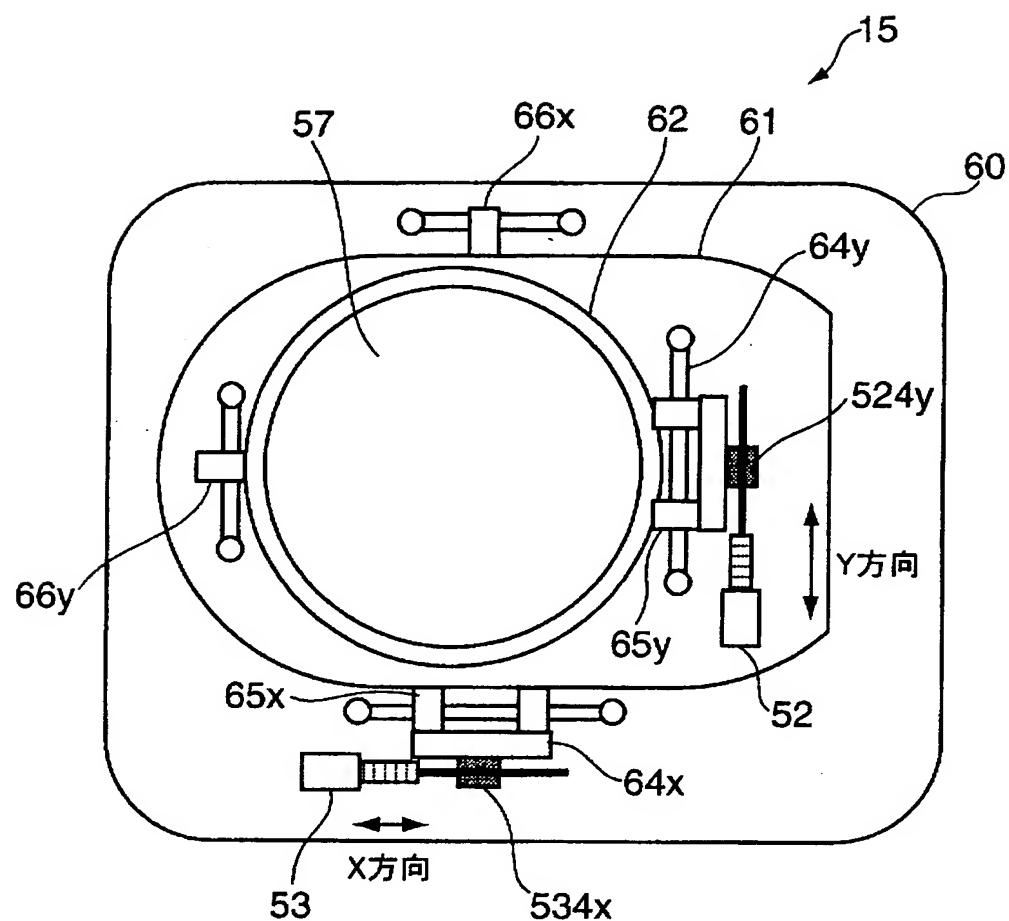
【図7】



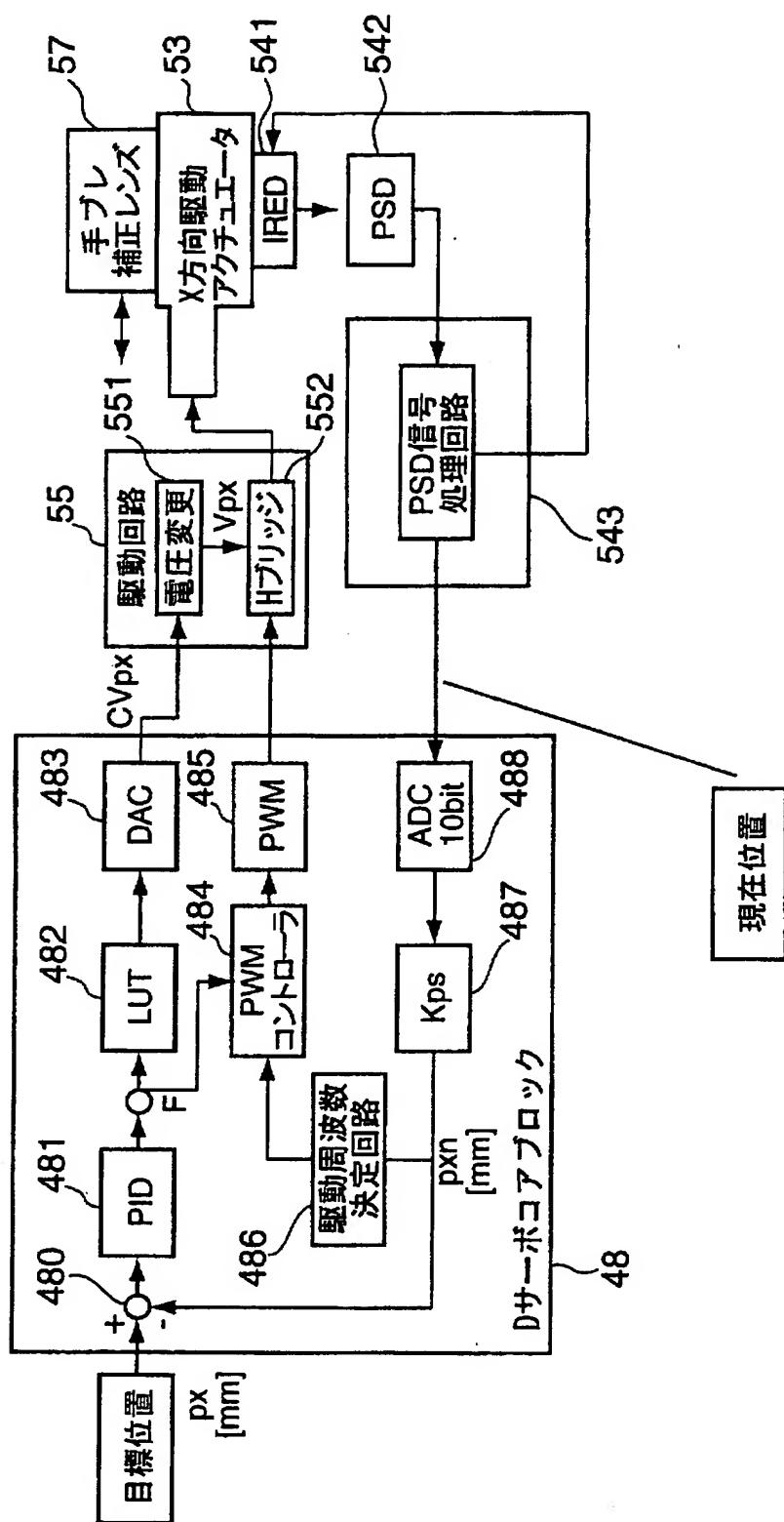
【図8】



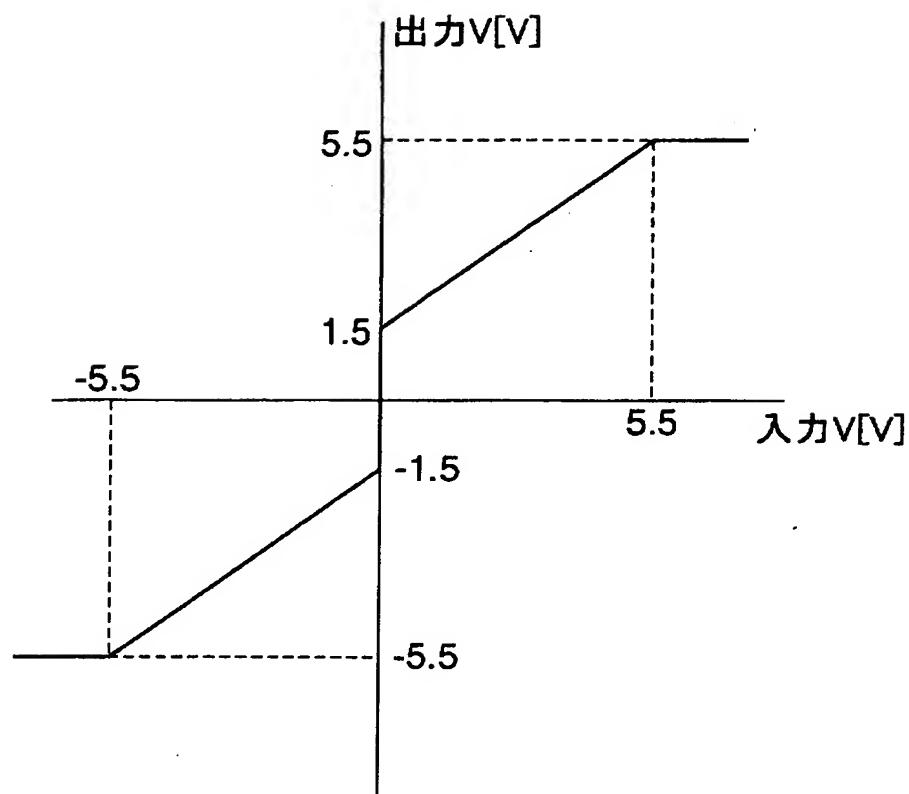
【図9】



【図10】

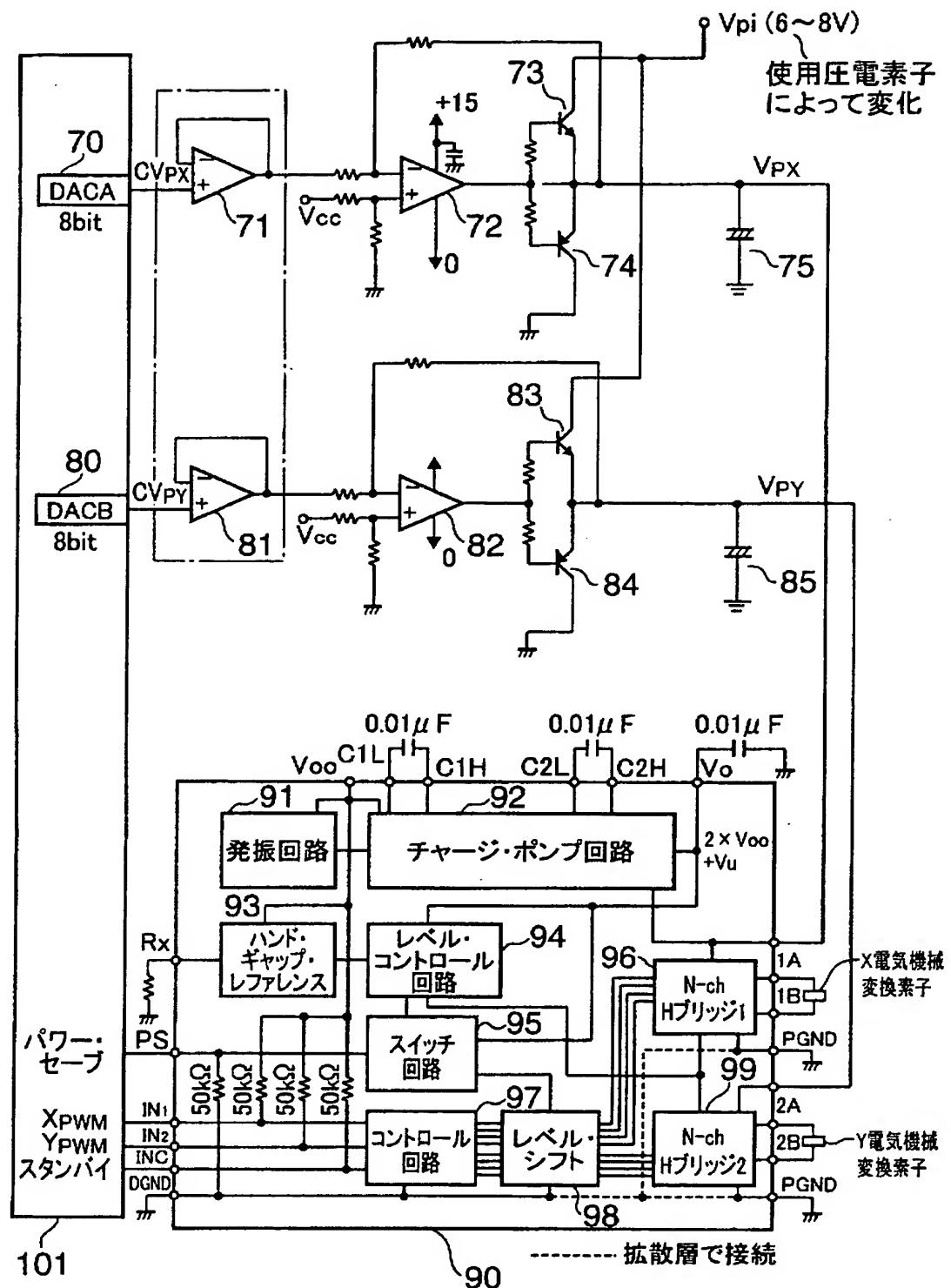


【図11】



電圧LUTテーブル(482)

【図12】



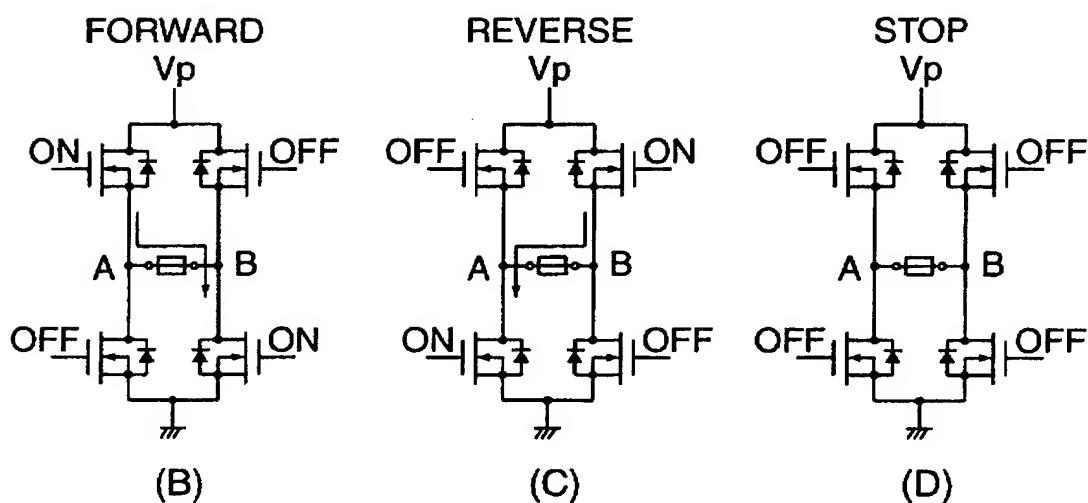
【図13】

INC	IN ₁	IN ₂	H ₁	H ₂
H	H	H	F	F
H	L	H	R	F
H	L	L	R	R
H	H	L	F	R
L	x	x	STOP	

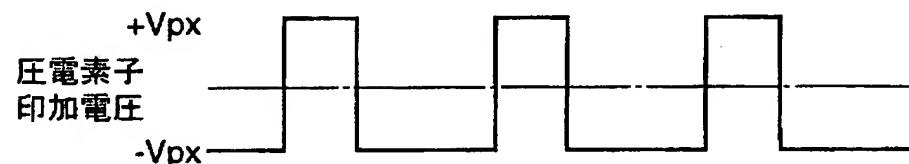
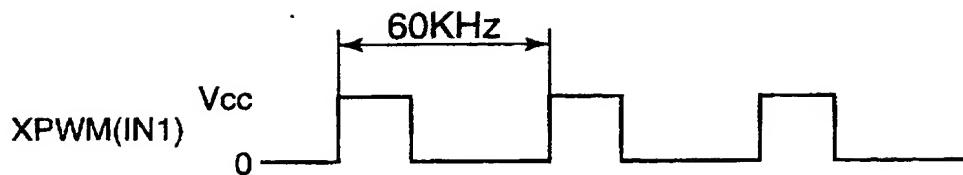
F : FORWARD

R : REVERSE

(A)

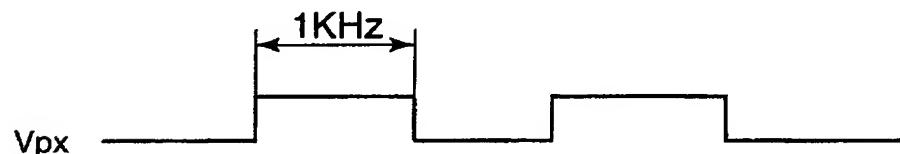


【図14】



(A)

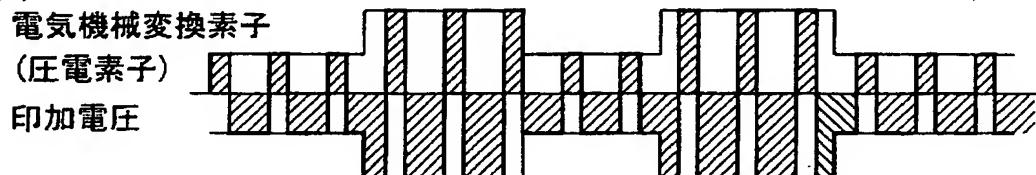
(a)



(b)



(c)



(B)

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、所定の共振状態で駆動しつつ位置サーボ制御を行うことができる超音波アクチュエータの駆動装置、位置制御装置およびカメラに関する。

【解決手段】 本発明では、移動部材24を駆動する超音波アクチュエータ21～23の駆動装置は、前記移動部材の現在位置を検出する部材センサ27と、前記移動部材24の制御目標位置を演算する演算手段（制御回路26）と、前記超音波アクチュエータを所定の共振状態で駆動するように駆動電圧を生成する駆動回路25と、前記移動部材24が前記制御目標位置に追随するように、前記現在位置と前記制御目標位置との差に応じて前記駆動電圧を特定する物理量のうちの1つを操作物理量として調整することにより前記移動部材の運動状態を制御する制御回路26とを備えて構成される。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000006079]

1. 変更年月日 1994年 7月20日

[変更理由] 名称変更

住 所 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル
氏 名 ミノルタ株式会社